

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B1)

(11)特許番号
特許第7409554号
(P7409554)

(45)発行日 令和6年1月9日(2024.1.9)

(24)登録日 令和5年12月25日(2023.12.25)

(51)国際特許分類		F I		
B 2 3 B	27/14 (2006.01)	B 2 3 B	27/14	A
B 2 3 C	5/16 (2006.01)	B 2 3 C	5/16	
C 2 3 C	14/06 (2006.01)	C 2 3 C	14/06	A

請求項の数 16 (全34頁)

(21)出願番号	特願2023-506521(P2023-506521)	(73)特許権者	000002130 住友電気工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号
(86)(22)出願日	令和4年9月22日(2022.9.22)	(74)代理人	110001195 弁理士法人深見特許事務所
(86)国際出願番号	PCT/JP2022/035451	(72)発明者	福井 治世 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友電気工業株式会社内
審査請求日	令和5年9月26日(2023.9.26)	(72)発明者	月原 望 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友電気工業株式会社内
早期審査対象出願		(72)発明者	バサート アノンサック 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友電気工業株式会社内

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 切削工具

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

基材と、前記基材上に配置された被膜と、を備える切削工具であって、

前記被膜は、第1層を含み、

前記第1層は、第1単位層と第2単位層とが交互に積層された交互層からなり、

前記第1単位層は、 $Ti_1 - a - bAl_1c_e bN$ からなり、

前記aは、0.350以上0.650以下であり、

前記bは、0.001以上0.100以下であり、

前記第2単位層は、 $Al_1cV_1 - cN$ からなり、

前記cは、0.40以上0.75以下であり、

前記aおよび前記cは、 $c > a$ の関係を満たす、切削工具。

【請求項2】

前記第1単位層と、前記第1単位層に隣接する前記第2単位層とにおいて、前記第1単位層の厚み1に対する、前記第2単位層の厚み2の比 $2/1$ は、1以上5以下である、請求項1に記載の切削工具。

【請求項3】

前記第1単位層の平均厚みは、0.002 μm 以上0.2 μm 以下であり、

前記第2単位層の平均厚みは、0.002 μm 以上0.2 μm 以下である、請求項1又は請求項2に記載の切削工具。

【請求項4】

前記被膜は、前記基材と、前記第 1 層との間に配置される第 2 層を更に含み、
前記第 2 層の組成は、前記第 1 単位層の組成または前記第 2 単位層の組成と同一である、
請求項 1 又は請求項 2 に記載の切削工具。

【請求項 5】

前記第 2 層の組成は、前記第 1 単位層の組成と同一であり、
前記第 2 層の厚みは、前記第 1 単位層の厚みより厚い、請求項 4 に記載の切削工具。

【請求項 6】

前記第 2 層の組成は、前記第 2 単位層の組成と同一であり、
前記第 2 層の厚みは、前記第 2 単位層の厚みより厚い、請求項 4 に記載の切削工具。

【請求項 7】

前記被膜は、前記第 1 層の前記基材と反対側に設けられる第 3 層を更に含み、
前記第 3 層は、TiAlCeCN からなる、請求項 1 又は請求項 2 に記載の切削工具。

【請求項 8】

基材と、前記基材上に配置された被膜と、を備える切削工具であって、
前記被膜は、第 1 A 層を含み、
前記第 1 A 層は、第 1 単位層と第 3 単位層とが交互に積層された交互層からなり、
前記第 1 単位層は、Ti_{1-a-b}Al_aCe_bN からなり、
前記 a は、0.350 以上 0.650 以下であり、
前記 b は、0.001 以上 0.100 以下であり、
前記第 3 単位層は、Al_dV_{1-d-e}M_eN からなり、
前記 M は、珪素または硼素であり、
前記 d は、0.40 以上 0.75 以下であり、
前記 e は、0 超 0.05 以下であり、
前記 a および前記 d は、d > a の関係を満たす、切削工具。

【請求項 9】

前記第 1 単位層と、前記第 1 単位層に隣接する前記第 3 単位層とにおいて、前記第 1 単位層の厚み 1 に対する、前記第 3 単位層の厚み 3 の比 3 / 1 は、1 以上 5 以下である、請求項 8 に記載の切削工具。

【請求項 10】

前記 M は、珪素である、請求項 8 または請求項 9 に記載の切削工具。

【請求項 11】

前記 M は、硼素である、請求項 8 または請求項 9 に記載の切削工具。

【請求項 12】

前記第 1 単位層の平均厚みは、0.002 μm 以上 0.2 μm 以下であり、
前記第 3 単位層の平均厚みは、0.002 μm 以上 0.2 μm 以下である、請求項 8 または請求項 9 に記載の切削工具。

【請求項 13】

前記被膜は、前記基材と、前記第 1 A 層との間に配置される第 2 層を更に含み、
前記第 2 層の組成は、前記第 1 単位層の組成または前記第 3 単位層の組成と同一である、
請求項 8 または請求項 9 に記載の切削工具。

【請求項 14】

前記第 2 層の組成は、前記第 1 単位層の組成と同一であり、
前記第 2 層の厚みは、前記第 1 単位層の厚みより厚い、請求項 13 に記載の切削工具。

【請求項 15】

前記第 2 層の組成は、前記第 3 単位層の組成と同一であり、
前記第 2 層の厚みは、前記第 3 単位層の厚みより厚い、請求項 13 に記載の切削工具。

【請求項 16】

前記被膜は、前記第 1 A 層の前記基材と反対側に設けられる第 3 層を更に含み、
前記第 3 層は、TiAlCeCN からなる、請求項 8 または請求項 9 に記載の切削工具。

【発明の詳細な説明】

10

20

30

40

50

【技術分野】

【0001】

本開示は、切削工具に関する。

【背景技術】

【0002】

従来から、基材と、該基材上に配置された被膜と、を備える切削工具が、切削加工に用いられている（特許文献1および特許文献2）。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【文献】特開2017-64845号公報

【文献】特開平9-300105号公報

【発明の概要】

【0004】

本開示の一態様に係る切削工具は、基材と、該基材上に配置された被膜と、を備える切削工具であって、

該被膜は、第1層を含み、

該第1層は、第1単位層と第2単位層とが交互に積層された交互層からなり、

該第1単位層は、 $Ti_{1-a-b}Al_cNbN$ からなり、

該aは、0.350以上0.650以下であり、

該bは、0.001以上0.100以下であり、

該第2単位層は、 $Al_cV_{1-c}N$ からなり、

該cは、0.40以上0.75以下であり、

該aおよび該cは、 $c > a$ の関係を満たす。

【0005】

本開示の他の一態様に係る切削工具は、基材と、該基材上に配置された被膜と、を備える切削工具であって、

該被膜は、第1A層を含み、

該第1A層は、第1単位層と第3単位層とが交互に積層された交互層からなり、

該第1単位層は、 $Ti_{1-a-b}Al_cNbN$ からなり、

該aは、0.350以上0.650以下であり、

該bは、0.001以上0.100以下であり、

該第3単位層は、 $Al_dV_{1-d-e}MeN$ からなり、

該Mは、珪素または硼素であり、

該dは、0.40以上0.75以下であり、

該eは、0超0.05以下であり、

該aおよび前記dは、 $d > a$ の関係を満たす。

【図面の簡単な説明】

【0006】

【図1】図1は、本開示の一実施形態に係る切削工具の模式的な拡大断面図である。

【図2】図2は、本開示の他の一実施形態に係る切削工具の模式的な拡大断面図である。

【図3】図3は、本開示の別の他の一実施形態に係る切削工具の模式的な拡大断面図である。

【図4】図4は、本開示の更に別の他の一実施形態に係る切削工具の模式的な拡大断面図である。

【図5】図5は、第1単位層及び第2単位層の厚みの比の一例を説明するための図である。

【図6】図6は、実施例で用いられたカソードアーキオンプレーティング装置の模式的な断面図である。

【図7】図7は、図6に示されるカソードアーキオンプレーティング装置の模式的な上面図である。

10

20

30

40

50

【発明を実施するための形態】

【0007】

〔本開示が解決しようとする課題〕

切削加工は、ものづくり技術の中でも中心的な役割を担っており、常に技術の進化と、さらなる高度化が求められ続けている。切削加工技術においては、基本的に高速・高能率化および高精度化が求められてきているが、最近の動向として被削材の難削化があり、その対応も求められている。加えて、切削加工の現場において、2030年までに持続可能でより良い世界を実現するため、SDGs (Sustainable Development Goals: 持続可能な開発目標) への注目度が近年ますます高まっている。ここで、持続可能な開発とは、将来の世代が必要とする資源を損なわず、自然の脅威にも耐えられるような社会基盤の構築を意味する。そのため、切削加工技術の高度化により、工程の削減による製品製造時の省電力化及び切削加工に伴う廃棄物の削減等、環境負荷低減が期待される。これを切削工具に当てはめると、工具の長寿命化のために高温硬度が高く、硬度と靱性とを兼ね備えた各種コーティング工具材種の開発が指向されてきた。

10

【0008】

従来、コーティング工具材種として、Ti及びAlを主成分とした窒化物や炭窒化物被膜が基材表面上に被覆されてきた(特許文献1および特許文献2)。しかしながら、前述のSDGsおよび地球環境保全の観点から、切削油剤を用いないドライ加工や加工能率の向上のために、切削速度がより高速になってきていること、及び被削材が多様化しており特に航空機や医療の分野では難削材と呼ばれる耐熱合金やチタン合金等の切削が増えていること、等の理由から、切削工程における切削工具の刃先温度が高温になる傾向にある。すなわち、刃先温度が高温になると、切削工具の寿命が極端に短くなってしまふ。従って、このような過酷な切削条件下においても、優れた工具寿命を示すことのできる切削工具が求められている。

20

【0009】

〔本開示の効果〕

本開示によれば、特に刃先温度が高い条件下で実行される切削加工においても、長い工具寿命を有する切削工具を提供することが可能となる。

【0010】

〔本開示の実施形態の説明〕

最初に本開示の実施態様を列記して説明する。

(1) 本開示の一態様に係る切削工具は、基材と、前記基材上に配置された被膜と、を備える切削工具であって、

前記被膜は、第1層を含み、

前記第1層は、第1単位層と第2単位層とが交互に積層された交互層からなり、

前記第1単位層は、Ti_{1-a-b}Al_aCe_bNからなり、

前記aは、0.350以上0.650以下であり、

前記bは、0.001以上0.100以下であり、

前記第2単位層は、Al_cV_{1-c}Nからなり、

前記cは、0.40以上0.75以下であり、

前記aおよび前記cは、c > aの関係を満たす。

40

【0011】

本開示によれば、特に刃先温度が高い条件下で実行される切削加工においても、長い工具寿命を有する切削工具を提供することが可能となる。

【0012】

(2) 上記(1)において、前記第1単位層と、前記第1単位層に隣接する前記第2単位層とにおいて、前記第1単位層の厚み 1 に対する、前記第2単位層の厚み 2 の比 2 / 1 は、1 以上 5 以下であることが好ましい。これによって、特に刃先温度が高い条件下で実行される切削加工においても、より長い工具寿命を有する切削工具を提供することが可能となる。

50

【0013】

(3) 上記(1)または上記(2)において、前記第1単位層の平均厚みは、 $0.002\mu\text{m}$ 以上 $0.2\mu\text{m}$ 以下であり、

前記第2単位層の平均厚みは、 $0.002\mu\text{m}$ 以上 $0.2\mu\text{m}$ 以下であることが好ましい。これによって、特に刃先温度が高い条件下で実行される切削加工においても、より長い工具寿命を有する切削工具を提供することが可能となる。

【0014】

(4) 上記(1)から(3)のいずれかにおいて、前記被膜は、前記基材と、前記第1層との間に配置される第2層を更に含み、

前記第2層の組成は、前記第1単位層の組成または前記第2単位層の組成と同一であることが好ましい。これによって、特に刃先温度が高い条件下で実行される切削加工においても、より長い工具寿命を有する切削工具を提供することが可能となる。

10

【0015】

(5) 上記(4)において、前記第2層の組成は、前記第1単位層の組成と同一であり、前記第2層の厚みは、前記第1単位層の厚みより厚いことが好ましい。これによって、特に刃先温度が高い条件下で実行される切削加工においても、より長い工具寿命を有する切削工具を提供することが可能となる。

【0016】

(6) 上記(4)において、前記第2層の組成は、前記第2単位層の組成と同一であり、前記第2層の厚みは、前記第2単位層の厚みより厚いことが好ましい。これによって、特に刃先温度が高い条件下で実行される切削加工においても、より長い工具寿命を有する切削工具を提供することが可能となる。

20

【0017】

(7) 上記(1)から(6)のいずれかにおいて、前記被膜は、前記第1層の前記基材と反対側に設けられる第3層を更に含み、

前記第3層は、TiAlCNからなることが好ましい。これによって、特に刃先温度が高い条件下で実行される切削加工においても、より長い工具寿命を有する切削工具を提供することが可能となる。

【0018】

(8) 本開示の他の一態様に係る切削工具は、基材と、前記基材上に配置された被膜と、を備える切削工具であって、

30

前記被膜は、第1A層を含み、

前記第1A層は、第1単位層と第3単位層とが交互に積層された交互層からなり、

前記第1単位層は、 $\text{Ti}_{1-a-b}\text{Al}_a\text{Ce}_b\text{N}$ からなり、

前記aは、 0.350 以上 0.650 以下であり、

前記bは、 0.001 以上 0.100 以下であり、

前記第3単位層は、 $\text{Al}_d\text{V}_{1-d-e}\text{Me}_e\text{N}$ からなり、

前記Mは、珪素または硼素であり、

前記dは、 0.40 以上 0.75 以下であり、

前記eは、 0 超 0.05 以下であり、

40

前記aおよび前記dは、 $d > a$ の関係を満たす。

【0019】

本開示によれば、特に刃先温度が高い条件下で実行される切削加工においても、長い工具寿命を有する切削工具を提供することが可能となる。

【0020】

(9) 上記(8)において、前記第1単位層と、前記第1単位層に隣接する前記第3単位層とにおいて、前記第1単位層の厚み t_1 に対する、前記第3単位層の厚み t_3 の比 t_3/t_1 は、 1 以上 5 以下であることが好ましい。これによって、特に刃先温度が高い条件下で実行される切削加工においても、より長い工具寿命を有する切削工具を提供することが可能となる。

50

【 0 0 2 1 】

(1 0) 上記 (8) または (9) において、前記 M は、珪素であることが好ましい。これによって、特に刃先温度が高い条件下で実行される切削加工においても、より長い工具寿命を有する切削工具を提供することが可能となる。

【 0 0 2 2 】

(1 1) 上記 (8) または (9) において、前記 M は、硼素であることが好ましい。これによって、特に刃先温度が高い条件下で実行される切削加工においても、より長い工具寿命を有する切削工具を提供することが可能となる。

【 0 0 2 3 】

(1 2) 上記 (8) から (1 1) のいずれかにおいて、前記第 1 単位層の平均厚みは、 10
0 . 0 0 2 μm 以上 0 . 2 μm 以下であり、

前記第 3 単位層の平均厚みは、 0 . 0 0 2 μm 以上 0 . 2 μm 以下であることが好ましい。これによって、特に刃先温度が高い条件下で実行される切削加工においても、より長い工具寿命を有する切削工具を提供することが可能となる。

【 0 0 2 4 】

(1 3) 上記 (8) から (1 2) のいずれかにおいて、前記被膜は、前記基材と、前記第 1 A 層との間に配置される第 2 層を更に含み、

前記第 2 層の組成は、前記第 1 単位層の組成または前記第 3 単位層の組成と同一であることが好ましい。これによって、特に刃先温度が高い条件下で実行される切削加工においても、より長い工具寿命を有する切削工具を提供することが可能となる。 20

【 0 0 2 5 】

(1 4) 上記 (1 3) において、前記第 2 層の組成は、前記第 1 単位層の組成と同一であり、

前記第 2 層の厚みは、前記第 1 単位層の厚みより厚いことが好ましい。これによって、特に刃先温度が高い条件下で実行される切削加工においても、より長い工具寿命を有する切削工具を提供することが可能となる。

【 0 0 2 6 】

(1 5) 上記 (1 3) において、前記第 2 層の組成は、前記第 3 単位層の組成と同一であり、

前記第 2 層の厚みは、前記第 3 単位層の厚みより厚いことが好ましい。これによって、特に刃先温度が高い条件下で実行される切削加工においても、より長い工具寿命を有する切削工具を提供することが可能となる。 30

【 0 0 2 7 】

(1 6) 上記 (8) から (1 5) のいずれかにおいて、前記被膜は、前記第 1 A 層の前記基材と反対側に設けられる第 3 層を更に含み、

前記第 3 層は、TiAlCN からなることが好ましい。これによって、特に刃先温度が高い条件下で実行される切削加工においても、より長い工具寿命を有する切削工具を提供することが可能となる。

【 0 0 2 8 】

[本開示の実施形態の詳細] 40

本開示の一実施形態 (以下、「本実施形態」とも記す。) の切削工具の具体例を、以下に図面を参照しつつ説明する。本開示の図面において、同一の参照符号は、同一部分または相当部分を表すものである。また、長さ、幅、厚さ、深さなどの寸法関係は図面の明瞭化と簡略化のために適宜変更されており、必ずしも実際の寸法関係を表すものではない。

【 0 0 2 9 】

本明細書において「 A ~ B 」という形式の表記は、範囲の上限下限 (すなわち A 以上 B 以下) を意味し、 A において単位の記載がなく、 B においてのみ単位が記載されている場合、 A の単位と B の単位とは同じである。

【 0 0 3 0 】

本明細書において化合物などを化学式で表す場合、原子比を特に限定しないときは従来 50

公知のあらゆる原子比を含むものとし、必ずしも化学量論的範囲のもののみ限定されるべきではない。たとえば「TiAlCeN」と記載されている場合、TiAlCeNを構成する原子数の比には、従来公知のあらゆる原子比が含まれる。

【0031】

[実施形態1：切削工具(1)]

本開示の一実施形態に係る切削工具について、図1～図5を用いて説明する。

本開示の一実施形態(以下、「実施形態1」とも記す。)は、

基材2と、該基材2上に配置された被膜3と、を備える切削工具1であって、

該被膜3は、第1層13, 13'を含み、

該第1層13, 13'は、第1単位層12と第2単位層15とが交互に積層された交互層
10

からなり、

該第1単位層12は、 $Ti_{1-a-b}Al_aCe_bN$ からなり、

該aは、0.350以上0.650以下であり、

該bは、0.001以上0.100以下であり、

該第2単位層15は、 $Al_cV_{1-c}N$ からなり、

該cは、0.40以上0.75以下であり、

該aおよび該cは、 $c > a$ の関係を満たす。

【0032】

本開示によれば、特に刃先温度が高い条件下で実行される切削加工においても、長い工具寿命を有する切削工具1を提供することが可能となる。その理由は、以下の通りと推察
20

される。

【0033】

(a) 上記切削工具1において、被膜3は、第1層13, 13'を含み、該第1層13, 13'は、第1単位層12と第2単位層15とが交互に積層された交互層からなる。これによって、該第1層において、粒界が少なくなること起因して、該第1層13, 13'の「耐亀裂性」と「耐酸化性」とを向上することができ、第1単位層12と第2単位層15との界面において「クラックの進展」を抑制できる。

【0034】

(b) 上述の通り、被膜3は、第1層13, 13'を含み、該第1層13, 13'は、第1単位層12と第2単位層15とが交互に積層された交互層からなる。また、該第1単位層12は、 $Ti_{1-a-b}Al_aCe_bN$ からなり、該第2単位層15は、 $Al_cV_{1-c}N$ からなる。 $Ti_{1-a-b}Al_aCe_bN$ は、 $Al_cV_{1-c}N$ に比して、高温でスピノーダル分解が生じ難い。その為、該第1単位層12において、硬度低下が抑制され、圧縮残留応力が大きくなり、耐チップング性に優れる傾向がある。一方で、 $Al_cV_{1-c}N$ は、 $Ti_{1-a-b}Al_aCe_bN$ に比して、圧縮残留応力が小さく、優れた「熱遮断性」(言い換えれば、「耐熱性」)を有する傾向がある。また、Vの酸化物である V_2O_5 の融点は690であり、切削加工中の温度において V_2O_5 は軟化し潤滑材として働くため、特にすくい面における摩擦係数の低減を図ることができる。上記第1層13, 13'は、該第1単位層12と該第2単位層15とを交互に積層している為、該第1単位層12の高い「硬度」と、第2単位層15の優れた「耐熱性」とを兼備し、且つ第2単位層15の小さい圧縮残留応力が第1単位層12の大きい圧縮残留応力によって補完される。従って、第1層13, 13'全体としては、硬度、耐熱性、及び圧縮残留応力とをバランス良く向上することができる。
30
40

【0035】

(c) 上記切削工具1において、上記第1単位層12は、 $Ti_{1-a-b}Al_aCe_bN$ からなり、該aは、0.350以上0.650以下であり、該bは、0.001以上0.100以下である。これによって、Alは酸化され易い為、該第1単位層12の表面側に Al_2O_3 からなる緻密な酸化物層が形成され易い。更に、Ceは、Alに比して酸化物の標準生成エネルギーが小さい為、Alよりも酸化され易く、該第1単位層12の最表面には CeO_2 からなる緻密な酸化物層が形成され易い。これらの酸化物層により、被膜3
50

の「耐酸化性」が向上するとともに、被削材との反応性を抑制でき、被削材との摩擦係数を低減できる。また、CeNの格子定数は5.01とTiNの格子定数4.23やAlNの格子定数4.12に比べて大きい為、該第1単位層12にはひずみが導入され、該第1単位層12の組織が微細化する。その結果として、該第1単位層12が高硬化化する為、該第1単位層12の「耐摩耗性」を向上することができる。

【0036】

(d)上記切削工具1において、上記該第1単位層12は、 $Ti_{1-a-b}Al_aCe_bN$ からなり、・・・上記第2単位層15は、 $Al_cV_{1-c}N$ からなり、・・・該aおよび該cは、 $c > a$ の関係を満たす。該第2単位層15におけるAlNの格子定数とVNの格子定数との差は、該第1単位層12におけるTiNの格子定数とAlNの格子定数との差に比して小さいことに起因して、該第2単位層15は、該第1単位層12に比してAlの含有量を高くし易い傾向がある。その為、該第2単位層15におけるAlの含有量を高くすることで、第1層13, 13'全体に含まれるAlの含有量を多くすることができる。その結果として、該第1層13, 13'の「耐熱性」および「耐酸化性」を向上することができる。

10

【0037】

すなわち、本開示によれば、切削工具1が優れた「耐亀裂性」、優れた「耐酸化性」、優れた「クラックの進展抑制効果」、高い「硬度」、優れた「耐摩耗性」、および優れた「耐熱性」を兼備することができる為、特に刃先温度が高い条件下で実行される切削加工においても、長い工具寿命を有する切削工具1を提供することが可能となる。

20

【0038】

切削工具

図1に示されるように、本開示の一実施の形態に係る切削工具1は、基材2と、該基材2上に配置された被膜3と、を備える。該被膜3は、基材2の全面を被覆することが好ましいが、基材2の一部が該被膜3で被覆されていなかったり、該被膜3の構成が部分的に異なっていたとしても本実施形態の範囲を逸脱するものではない。該基材2の一部が該被膜3で被覆されていない場合においては、該被膜3は、基材2の少なくとも切削に關与する部分の表面を覆う様に配置されていることが好ましい。本明細書において、基材2の切削に關与する部分とは、基材2の大きさや形状にもよるが、基材2において、その刃先稜線と、該刃先稜線から基材2側へ、該刃先稜線の接線の垂線に沿う距離が、例えば、5mm、3mm、2mm、1mm、0.5mmのいずれかである仮想の面と、に囲まれる領域を意味する。

30

【0039】

本実施形態の切削工具1は、ドリル、エンドミル、ドリル用刃先交換型切削チップ、エンドミル用刃先交換型切削チップ、フライス加工用刃先交換型切削チップ、旋削加工用刃先交換型切削チップ、メタルソー、歯切工具、リーマ、タップ等の切削工具1として好適に使用することができる。

【0040】

<基材>

基材2としては、この種の基材2として従来公知のものであればいずれのものも使用することができる。例えば、超硬合金(WC基超硬合金、WC及びCoを含む超硬合金、更にTi、Ta、Nb等の炭窒化物を添加した超硬合金など)、サーメット(TiC、TiN、TiCN等を主成分とするもの)、高速度鋼、セラミックス(炭化チタン、炭化珪素、窒化珪素、窒化アルミニウム、酸化アルミニウム等)、立方晶型窒化硼素焼結体、またはダイヤモンド焼結体のいずれかであることが好ましい。

40

【0041】

これらの各種基材2の中でも、特にWC基超硬合金、サーメット(特にTiCN基サーメット)を選択することが好ましい。これらの基材2は、特に高温における硬度と強度とのバランスに優れるため、切削工具1の基材2として用いた場合に、該切削工具1の長寿命化に寄与することができる。

50

【 0 0 4 2 】

< 被膜 >

実施形態 1 の被膜 3 は、第 1 層 1 3 , 1 3 ' を含む。被膜 3 は、基材 2 を被覆することにより、切削工具 1 の耐摩耗性や耐チップング性等の諸特性を向上させ、切削工具 1 の長寿命化をもたらす作用を有する。なお、被膜 3 は、第 1 層 1 3 , 1 3 ' に加えて、後述する「他の層」を含むことができる。

【 0 0 4 3 】

被膜 3 は、全体の厚みが 0 . 5 μm 以上 1 5 μm 以下であることが好ましい。該全体の厚みが 0 . 5 μm 未満であると、被膜 3 の厚みが薄すぎて、切削工具 1 の寿命が短くなる傾向にある。一方、該全体の厚みが 1 5 μm 超であると、切削初期において被膜 3 がチップングしやすくなり、切削工具 1 の寿命が短くなる傾向にある。被膜 3 の全体の厚みは、SEM (走査型電子顕微鏡) を用いて被膜 3 の断面を観察することにより測定することができる。具体的には、断面サンプルの観察倍率を 5 0 0 0 ~ 1 0 0 0 0 倍とし、観察面積を 1 0 0 ~ 5 0 0 μm^2 として、1 視野において 3 箇所 の厚み幅を測定し、その平均値を「厚み」とする。後述の各層の厚みについても、特に記載のない限り同様である。

10

【 0 0 4 4 】

被膜 3 の圧縮残留応力は、絶対値が 6 G P a 以下であることが好ましい。被膜 3 の圧縮残留応力とは、被膜 3 全体に存する内部応力 (固有ひずみ) の一種であって、「 - 」 (マイナス) の数値 (単位 : 本実施形態では「 G P a 」を使う) で表される応力をいう。このため、圧縮残留応力が大きいという概念は、数値の絶対値が大きくなることを示し、また、圧縮残留応力が小さいという概念は、数値の絶対値が小さくなることを示す。すなわち、圧縮残留応力の絶対値が 6 G P a 以下であるとは、被膜 3 に関する好ましい圧縮残留応力が - 6 G P a 以上 0 G P a 以下であることを意味する。

20

【 0 0 4 5 】

被膜 3 の圧縮残留応力が 0 G P a を超えると引っ張り応力となるため、被膜 3 の最表面から発生したクラックの進展を抑制し難い傾向がある。一方、圧縮残留応力の絶対値が 6 G P a を超えると、応力が大きすぎて、切削開始前に、特に切削工具 1 のエッジ部から被膜 3 が剥離して切削工具 1 の寿命が短くなるおそれがある。

【 0 0 4 6 】

被膜 3 の圧縮残留応力は、X 線残留応力装置を用いて \sin^2 法 (「 X 線応力測定法」 (日本材料学会、1 9 8 1 年株式会社養賢堂発行) の 5 4 ~ 6 6 頁参照) によって測定することができる。

30

【 0 0 4 7 】

被膜 3 の結晶構造は、立方晶型であることが好ましい。被膜 3 の結晶構造が立方晶型であると、被膜 3 の硬度が向上する。よって、被膜 3 中の各層のそれぞれの結晶構造が立方晶型であることが好ましい。なお、被膜 3 および被膜 3 中の各層の結晶構造は、当該分野で公知の X 線回折装置により解析することができる。

【 0 0 4 8 】

被膜 3 の硬度は、3 0 G P a 以上 5 5 G P a 以下が好ましく、3 5 G P a 以上 5 0 G P a 以下がより好ましい。これによると、被膜 3 は十分な硬度を有する。なお、被膜 3 全体の硬度の測定は、ナノインデント法 (M T S 社製 N a n o I n d e n t e r X P) により測定することができる。具体的には、I S O 1 4 5 7 7 に準拠した方法で行い、測定荷重は 1 0 m N (1 g f) とし、被膜 3 の表面において 3 箇所 の硬度を測定し、その平均値を「硬度」とする。

40

【 0 0 4 9 】

< 第 1 層 >

本実施形態の第 1 層 1 3 , 1 3 ' は、第 1 単位層 1 2 と第 2 単位層 1 5 とが交互に積層された交互層からなる。これによって、該第 1 層 1 3 , 1 3 ' の「耐亀裂性」と「耐酸化性」とを向上することができ、第 1 単位層 1 2 と第 2 単位層 1 5 との界面において「クラックの進展」を抑制できる為、被膜 3 の「耐亀裂性」と「耐酸化性」とを向上し、且つ被膜 3

50

の「クラックの進展」を抑制できる。なお、「第1層13, 13'は、第1単位層12と第2単位層15とが交互に積層された交互層からなる」ことは、被膜3の断面をTEM(透過型電子顕微鏡)で観察し、コントラストの差によって確認することができる。

【0050】

第1層13, 13'の厚みは、0.5 μm以上1.5 μm以下であることが好ましい。第1層13, 13'の厚みが0.5 μm未満であると、連続加工において十分に耐摩耗性を発揮できない傾向があり、1.5 μm超であると、断続切削において耐チップング性が安定し難い傾向がある。

【0051】

第1層13, 13'の厚みは、TEM(透過型電子顕微鏡)を用いて、被膜3の断面を観察し、測定することにより求めることができる。具体的には、薄片化した試料に電子線を照射し、試料を透過した電子や散乱した電子を結像し、高倍率で観察し、第1層13, 13'の厚みを測定することができる。

10

【0052】

(第1単位層の組成および第2単位層の組成)

第1単位層12は、 $Ti_{1-a-b}Al_aCe_bN$ からなり、該aは、0.350以上0.650以下であり、該bは、0.001以上0.100以下である。これによって、被膜3の「耐酸化性」および「耐摩耗性」を向上することができる。該aは、0.400以上であることが好ましく、0.450以上であることがより好ましく、0.500以上であることが更に好ましい。該aは、0.650以下であることが好ましく、0.600以下であることがより好ましく、0.550以下であることが更に好ましい。該aは、0.400以上0.650以下であることが好ましく、0.450以上0.600以下であることがより好ましく、0.500以上0.055以下であることが更に好ましい。該bは、0.005以上であることが好ましく、0.01以上であることがより好ましく、0.015以上であることが更に好ましい。該bは、0.070以下であることが好ましく、0.050以下であることがより好ましく、0.020以下であることが更に好ましい。該bは、0.005以上0.050以下であることが好ましく、0.007以上0.030以下であることがより好ましく、0.010以上0.020以下であることが更に好ましい。なお、「 $Ti_{1-a-b}Al_aCe_bN$ からなる」とは、本開示の効果を示す限り、 $Ti_{1-a-b}Al_aCe_bN$ に加えて、不可避不純物を含むことができることを意味する。該不可避不純物としては、例えば、酸素及び炭素等が挙げられる。第1単位層12における不可避不純物全体の含有量は、0原子%より大きく、1原子%未満であることが好ましい。ここで、「原子%」とは、層を構成する原子の総原子数に対する原子数の割合(%)のことを意味する。層を構成する原子の総原子数に対する原子数の割合(%)は、後述する「aおよびbの測定方法」と同様の方法で求められる。なお、同一の切削工具1で測定する限り、測定箇所を任意に選択しても、測定結果にばらつきがないことが確認されている。

20

30

【0053】

上記aおよび上記bは、試料断面の透過型電子顕微鏡(TEM)観察による元素分析で求められる。具体的には、TEMに付属のEDS(Energy Dispersive X-ray Spectroscopy)を用いて、薄膜断面を薄片化した試料に電子線を照射した際に発生する特性X線の、エネルギーと発生回数を計測し、元素分析を行うことにより求められる。なお、同一の切削工具1で測定する限り、測定箇所を任意に選択しても、測定結果にばらつきがないことが確認されている。

40

【0054】

第2単位層15は、 $Al_cV_{1-c}N$ からなる。これによって、 $AlVN$ が耐熱遮断性(言い換えれば、「耐熱性」と「耐酸化性」と「韌性」とのバランスに優れることに起因して、被膜3は優れた「耐熱性」と優れた「耐酸化性」と優れた「韌性」とを兼備することができる。なお、「 $Al_cV_{1-c}N$ からなる」とは、本開示の効果を示す限り、 $Al_cV_{1-c}N$ に加えて、不可避不純物を含むことができることを意味する。該不可避不純物と

50

しては、例えば、酸素及び炭素等が挙げられる。第2単位層15における不可避不純物全体の含有量は、0原子%より大きく、1原子%未満であることが好ましい。ここで、「原子%」とは、層を構成する原子の総原子数に対する原子数の割合(%)のことを意味する。層を構成する原子の総原子数に対する原子数の割合(%)は、上記「aおよびbの測定方法」と同様の方法で求められる。なお、同一の切削工具1で測定する限り、測定箇所を任意に選択しても、測定結果にばらつきがないことが確認されている。

【0055】

該cは、0.40以上0.75以下である。これによって、第2単位層15の結晶構造が立方晶型となることに起因して、第2単位層15が高硬度化し、その結果として第2単位層15の「耐摩耗性」が向上する。該cは、0.50以上であることが好ましく、0.55以上であることがより好ましく、0.60以上であることが更に好ましい。該cは、0.75以下であることが好ましく、0.70以下であることがより好ましく、0.65以下であることが更に好ましい。該cは、0.50以上0.75以下であることが好ましく、0.55以上0.70以下であることがより好ましく、0.60以上0.65以下であることが更に好ましい。

10

【0056】

上記cは、上記aおよび上記bの測定方法と同様の方法で求められる。なお、同一の切削工具1で測定する限り、測定箇所を任意に選択しても、測定結果にばらつきがないことが確認されている。

【0057】

上記aおよび上記cは、 $c > a$ の関係を満たす。これによって、被膜3の「耐熱性」および「耐酸化性」を向上することができる。

20

【0058】

(第1単位層の平均厚みおよび第2単位層の平均厚み)

第1単位層12の平均厚みは、0.002 μ m以上0.2 μ m以下であり、且つ第2単位層15の平均厚みは、0.002 μ m以上0.2 μ m以下であることが好ましい。これによると、被膜3の表面で発生したクラックの進展を更に抑制することができる。第1単位層12の平均厚みの下限は、0.002 μ m以上であることが好ましく、0.005 μ m以上であることがより好ましく、0.01 μ m以上であることが更に好ましい。第1単位層12の平均厚みの上限は、0.2 μ m以下であることが好ましく、0.15 μ m以下であることがより好ましく、0.1 μ m以下であることが更に好ましい。第1単位層12の平均厚みは、0.005 μ m以上0.15 μ m以下であることがより好ましく、0.01 μ m以上0.1 μ m以下であることが更に好ましい。第2単位層15の平均厚みの下限は、0.002 μ m以上であることが好ましく、0.005 μ m以上であることがより好ましく、0.01 μ m以上であることが更に好ましい。第2単位層15の平均厚みの上限は、0.2 μ m以下であることが好ましく、0.15 μ m以下であることがより好ましく、0.1 μ m以下であることが更に好ましい。第2単位層15の平均厚みは、0.005 μ m以上0.15 μ m以下であることがより好ましく、0.01 μ m以上0.1 μ m以下であることが更に好ましい。

30

【0059】

第1単位層12の平均厚みおよび第2単位層15の平均厚みは、上記第1層13, 13'の厚みの測定方法と同様の方法により求めることができる。

40

【0060】

第1単位層12と、該第1単位層12に隣接する第2単位層15とにおいて、該第1単位層12の厚み1に対する、該第2単位層15の厚み2の比 $2/1$ は、1以上5以下であることが好ましい(図5)。該第2単位層15の「熱伝導率」が低い為、該第2単位層15は、切削時に発生した熱を基材2に伝え難い性質を有する。その為、第1層13, 13'中の第2単位層15の割合が相対的に増えると、被膜3中のAl量が増えることで切削工具1全体としての熱遮断性(言い換えれば、「耐熱性」)が向上する為、特に刃先温度が高い条件下で実行される切削加工においても、「耐摩耗性」を向上することがで

50

きる。2 / 1 は、1 以上であることが好ましく、1 . 5 以上であることがより好ましく、2 以上であることが更に好ましい。2 / 1 は、5 以下であることが好ましく、4 以下であることがより好ましく、3 以下であることが更に好ましい。2 / 1 は、1 以上5 以下であることが好ましく、1 . 5 以上4 以下であることがより好ましく、2 以上3 以下であることが更に好ましい。

【0061】

第1層13, 13' において、第1単位層12及び第2単位層15のそれぞれの積層数は、10以上500以下であることが好ましい。これによると、「第1単位層12と第2単位層15とを積層することにより、硬度と圧縮残留応力とをバランス良く向上させるという効果」を得易い傾向がある。第1層13, 13' において、第1単位層12及び第2単位層15のそれぞれの積層数は、100以上400以下であることがより好ましく、200以上350以下であることが更に好ましい。

10

【0062】

第1層13, 13' において、第1単位層12及び第2単位層15のそれぞれの積層数は、TEM (透過型電子顕微鏡) を用いて、被膜3の断面を観察し、測定することにより求めることができる。具体的には、薄片化した試料に電子線を照射し、試料を透過した電子や散乱した電子を結像し、高倍率で観察し、第1単位層12及び第2単位層15のそれぞれの積層数を測定することができる。

【0063】

<他の層>

他の層としては、例えば、後述する第2層16 (図3、4)、後述する第3層14 (図1~4) 等を挙げることができる。また、被膜3は、更に、第2層16と第1層13, 13' との間、又は第1層13, 13' と第3層14 との間に、中間層を含んでもよい (図示なし)。

20

【0064】

(第2層)

被膜3は、基材2と、第1層13, 13' との間に配置される第2層16を更に含み、該第2層16の組成は、第1単位層12の組成または第2単位層15の組成と同一であることが好ましい (図3および図4)。これによって、該基材2と該被膜3との密着性を高めることができる。

30

【0065】

また、第2層16の組成は、第1単位層12の組成と同一である場合においては、切削初期に基材2が露出したとしても、基材2と被膜3との界面からの酸化を抑制することができる。

【0066】

第2層16の組成は、第1単位層12の組成と同一である場合において、該第2層16の厚みは、該第1単位層12の厚みより厚いことが好ましい。これによって、該基材2と該被膜3との密着性をより高めることができる。また、切削初期に基材2が露出したとしても、基材2と被膜3との界面からの酸化を更に抑制することができる。なお、「該第2層16の厚みは、該第1単位層12の厚みより厚い」とは、「該第2層16の厚みは、該第1単位層12の厚みの1.0倍超である」と言い換えることができる。該第2層16の厚みは、該第1単位層12の厚みの2.0倍以上であることが好ましく、4.0倍以上であることがより好ましく、10.0倍以上であることが更に好ましい。該第2層16の厚みは、該第1単位層12の厚みの200倍以下であることが好ましく、120倍以下であることがより好ましく、50倍以下であることが更に好ましい。該第2層16の厚みは、該第1単位層12の厚みの2.0倍以上200倍以下であることが好ましく、4.0倍以上120倍以下であることがより好ましく、10.0倍以上50倍以下であることが更に好ましい。

40

【0067】

第2層16の組成は、第1単位層12の組成と同一である場合、第2層16の厚みは0

50

・1 μm以上であることが好ましい。第2層16の厚みが0.1 μm未満であると、第2層16を第1単位層12と同一の組成とすることによる基材2と被膜3との界面からの酸化の抑制効果を得難い傾向にある。第2層16の組成は、第1単位層12の組成と同一である場合、第2層16の厚みは0.3 μm以上であることがより好ましく、0.4 μm以上であることが更に好ましい。また、第2層16の厚みの上限値は特に限定されないが、2 μmを超えると、結晶粒が肥大化して粒界が発生することにより、上述の酸化の抑制効果を更に向上し難い傾向にある。よって、コスト面を考慮すると、第2層16の厚みは2 μm以下が好ましい。

【0068】

第2層16の組成は、第1単位層12の組成と同一である場合、第1単位層12と同一の組成を有する第2層16の直上に、第1層13, 13'の第1単位層12が積層されてもよく(図4)、又、第2単位層15が積層されてもよい(図3)。なお、第2層16の組成は、第1単位層12の組成と同一である場合で、且つ該第2層16の直上に第1層13, 13'の第1単位層12が積層された場合、第2層16と第1層13, 13'の第1単位層12とは連続した結晶構造を有する。

10

【0069】

第2層16の組成は、第2単位層15の組成と同一である場合においては、第2単位層15は応力が小さい傾向にあることから、特に、負荷が刃先に繰り返しかかるようなフライス加工やエンドミル加工等の断続加工において、被膜3の耐剥離性を向上することができる。

20

【0070】

第2層16の組成は、第2単位層15の組成と同一である場合において、該第2層16の厚みは、該第2単位層15の厚みより厚いことが好ましい。これによって、特に、負荷が刃先に繰り返しかかるようなフライス加工やエンドミル加工等の断続加工において、被膜3の耐剥離性を更に向上することができる。なお、「該第2層16の厚みは、該第2単位層15の厚みより厚い」とは、「該第2層16の厚みは、該第2単位層15の厚みの1.0倍超である」と言い換えることができる。該第2層16の厚みは、該第2単位層15の厚みの2.0倍以上であることが好ましく、4.0倍以上であることがより好ましく、10.0倍以上であることが更に好ましい。該第2層16の厚みは、該第2単位層15の厚みの200倍以下であることが好ましく、120倍以下であることがより好ましく、50倍以下であることが更に好ましい。該第2層16の厚みは、該第2単位層15の厚みの2.0倍以上200倍以下であることが好ましく、4.0倍以上120倍以下であることがより好ましく、10.0倍以上50倍以下であることが更に好ましい。

30

【0071】

第2層16の組成は、第2単位層15の組成と同一である場合、第2層16の厚みは0.1 μm以上が好ましい。第2層16の厚みが0.1 μm未満であると、第2層16を第2単位層15と同一の組成とすることによる耐剥離性の向上効果を得難い傾向にある。第2層16の組成は、第2単位層15の組成と同一である場合、第2層16の厚みは0.3 μm以上であることがより好ましく、0.4 μm以上であることが更に好ましい。また、第2層16の厚みの上限値は特に限定されないが、2 μmを超えると、上述の耐剥離性の更なる向上が認められない傾向にある。よって、コスト面を考慮すると、第2層16の厚みは2 μm以下が好ましい。

40

【0072】

第2層16の組成は、第2単位層15の組成と同一である場合、第2単位層15と同一の組成を有する第2層16の直上に、第1層13, 13'の第1単位層12が積層されてもよく(図4)、又、第2単位層15が積層されてもよい(図3)。なお、第2層16の組成は、第2単位層15の組成と同一である場合で、且つ該第2層16の直上に第1層13, 13'の第2単位層15が積層された場合、第2層16と第1層13, 13'の第2単位層15とは連続した結晶構造を有する。

【0073】

50

(第3層)

被膜3は、第1層13, 13'の基材2と反対側に設けられる第3層14を更に含み、該第3層14は、TiAlCeCNからなることが好ましい(図1~4)。これによって、該被膜3の摩擦係数を低下させ、切削工具1の長寿命化を図ることができる。

【0074】

一般的に、炭窒化物は窒化物よりも被削材に対する摩擦係数が低い傾向にある。このような摩擦係数の低下は、炭素原子の寄与によるものと考えられる。被膜3が第3層14を含むと、被削材に対する被膜3の摩擦係数が低下して、切削工具1が長寿命化する。

【0075】

第3層14において、NとCの組成比を調整することにより、所定の色を付与することが可能である。これにより、切削工具1の外観に意匠性及び識別性を付与でき、商業上有用となる。

10

【0076】

第3層14の厚みは、0.1μm以上であることが好ましい。第3層14の厚みが0.1μm未満であると、第3層14による潤滑性の付与効果が得られにくい場合がある。一方、第3層14の厚みの上限値は特に限定されないが、2μmを超えると、上述の潤滑性の付与効果を更に向上することができない傾向にある。よって、コスト面を考慮すると、第3層14の厚みは2μm以下が好ましい。

【0077】

(中間層)

中間層は、第2層16と第1層13, 13'の間、又は第1層13, 13'と第3層14との間に配置される層である。中間層としては、例えばTiAlCeN、AlVN、AlVBN、AlVSiN等が挙げられる。中間層の厚みは、0.1μm以上2μm以下、0.3μm以上1.5μm以下、0.4μm以上1.0μm以下とすることができる。

20

【0078】

[実施形態2：切削工具(2)]

本開示の他の一実施形態に係る切削工具について、図1~図5を用いて説明する。

本開示の他の一実施形態(以下、「実施形態2」とも記す。)は、基材と、該基材上に配置された被膜と、を備える切削工具であって、該被膜は、第1A層を含み、

30

該第1A層は、第1単位層と第3単位層とが交互に積層された交互層からなり、

該第1単位層は、 $Ti_{1-a-b}Al_aCe_bN$ からなり、

該aは、0.350以上0.650以下であり、

該bは、0.001以上0.100以下であり、

該第3単位層は、 $Al_dV_{1-d-e}MeN$ からなり、

該Mは、珪素または硼素であり、

該dは、0.40以上0.75以下であり、

該eは、0超0.05以下であり、

該aおよび前記dは、 $d > a$ の関係を満たす。

【0079】

実施形態2の切削工具1は、「被膜3は、「第1A層13, 13'」を含む」ことと、「第2層16の組成は、第1単位層12の組成または「第3単位層17」の組成と同一であることが好ましい」ことと、「被膜3は、「第1A層13, 13'」の基材2と反対側に設けられる第3層14を更に含み、該第3層14は、TiAlCeCNからなることが好ましい」こととを除いては、実施形態1と同一の構成である。以下では、「第1A層13, 13'」と、「第2層」とについて説明する。

40

【0080】

<第1A層>

本実施形態の第1A層13, 13'は、第1単位層12と第3単位層17とが交互に積層された交互層からなる。これによって、該第1A層13, 13'の「耐亀裂性」と「耐酸化

50

性」とを向上することができ、第1単位層12と第3単位層17との界面において「クラックの進展」を抑制できる為、被膜3の「耐亀裂性」と「耐酸化性」とを向上し、且つ被膜3の「クラックの進展」を抑制できる。なお、「第1A層13, 13'は、第1単位層12と第3単位層17とが交互に積層された交互層からなる」ことは、被膜3の断面をTEM（透過型電子顕微鏡）で観察し、コントラストの差によって確認することができる。

【0081】

第1A層13, 13'の厚みは、0.5 μm以上15 μm以下であることが好ましい。第1A層13, 13'の厚みが0.5 μm未満であると、連続加工において十分に耐摩耗性を発揮できない傾向があり、15 μm超であると、断続切削において耐チップング性が安定し難い傾向がある。

【0082】

第1A層13, 13'の厚みは、TEM（透過型電子顕微鏡）を用いて、被膜3の断面を観察し、測定することにより求めることができる。具体的には、薄片化した試料に電子線を照射し、試料を透過した電子や散乱した電子を結像し、高倍率で観察し、第1A層13, 13'の厚みを測定することができる。

【0083】

（第1単位層の組成および第3単位層の組成）

第1単位層12は、 $Ti_{1-a-b}Al_aCe_bN$ からなり、該aは、0.350以上0.650以下であり、該bは、0.001以上0.100以下である。これによって、被膜3の「耐酸化性」および「耐摩耗性」を向上することができる。該aは、0.400以上であることが好ましく、0.450以上であることがより好ましく、0.500以上であることが更に好ましい。該aは、0.640以下であることが好ましく、0.600以下であることがより好ましく、0.550以下であることが更に好ましい。該aは、0.400以上0.650以下であることが好ましく、0.450以上0.600以下であることがより好ましく、0.500以上0.550以下であることが更に好ましい。該bは、0.005以上であることが好ましく、0.007以上であることがより好ましく、0.010以上であることが更に好ましい。該bは、0.070以下であることが好ましく、0.050以下であることがより好ましく、0.020以下であることが更に好ましい。該bは、0.005以上0.050以下であることが好ましく、0.007以上0.030以下であることがより好ましく、0.010以上0.020以下であることが更に好ましい。なお、「 $Ti_{1-a-b}Al_aCe_bN$ からなる」とは、本開示の効果を示す限り、 $Ti_{1-a-b}Al_aCe_bN$ に加えて、不可避不純物を含むことができることを意味する。該不可避不純物としては、例えば、酸素及び炭素等が挙げられる。第1単位層12における不可避不純物全体の含有量は、0原子%より大きく、1原子%未満であることが好ましい。ここで、「原子%」とは、層を構成する原子の総原子数に対する原子数の割合（%）のことを意味する。層を構成する原子の総原子数に対する原子数の割合（%）は、後述する「aおよびbの測定方法」と同様の方法で求められる。なお、同一の切削工具1で測定する限り、測定箇所を任意に選択しても、測定結果にばらつきがないことが確認されている。

【0084】

上記aおよび上記bは、試料断面の透過型電子顕微鏡（TEM）観察による元素分析で求められる。具体的には、TEMに付属のEDS（Energy Dispersive X-ray Spectroscopy）を用いて、薄膜断面を薄片化した試料に電子線を照射した際に発生する特性X線の、エネルギーと発生回数とを計測し、元素分析を行うことにより求められる。なお、同一の切削工具1で測定する限り、測定箇所を任意に選択しても、測定結果にばらつきがないことが確認されている。

【0085】

第3単位層17は、 $Al_dV_{1-d}MeN$ からなり、該Mは、珪素または硼素である。これによって、第3単位層17は優れた硬度と、優れた耐酸化性とを兼備することができる。そのメカニズムは詳細には明らかではないが、以下の様なメカニズムが推察される。

10

20

30

40

50

【0086】

Mは、硼素である場合、硼素によって第3単位層17の硬度が高くなり、被膜3全体の硬度が高くなる。また、切削に伴う切削工具1表面の酸化によって形成される硼素の酸化物が、該第3単位層17中のA1の酸化物を緻密化し、その結果として第3単位層17の耐酸化性が向上する。さらに、硼素の酸化物は低融点であるため切削時の潤滑剤として作用し、被削材の凝着を抑制できる。

【0087】

Mは、珪素である場合、第3単位層17の組織が微細化することによって、第3単位層17の硬度と、耐酸化性が向上し、その結果として被膜3全体の硬度と、耐酸化性が向上する。

10

【0088】

なお、「Al_dV_{1-d}eMeNからなる」とは、本開示の効果を示す限り、Al_dV_{1-d}eMeNに加えて、不可避不純物を含むことができることを意味する。該不可避不純物としては、例えば、酸素及び炭素等が挙げられる。第1単位層12及び第3単位層17のそれぞれにおける不可避不純物全体の含有量は、0原子%より大きく、1原子%未満であることが好ましい。ここで、「原子%」とは、層を構成する原子の総原子数に対する原子数の割合(%)のことを意味する。層を構成する原子の総原子数に対する原子数の割合(%)は、上記「aおよびbの測定方法」と同様の方法で求められる。なお、同一の切削工具1で測定する限り、測定箇所を任意に選択しても、測定結果にばらつきがないことが確認されている。

20

【0089】

該dは、0.40以上0.75以下である。これによって、第3単位層15の結晶構造が立方晶型となることに起因して、第3単位層15が高硬度化し、その結果として第3単位層15の「耐摩耗性」が向上する。

【0090】

該dは、0.50以上であることが好ましく、0.55以上であることがより好ましく、0.60以上であることが更に好ましい。該cは、0.75以下であることが好ましく、0.70以下であることがより好ましく、0.65以下であることが更に好ましい。該cは、0.50以上0.75以下であることが好ましく、0.55以上0.70以下であることがより好ましく、0.60以上0.65であることが更に好ましい。

30

【0091】

該eは、0超0.05以下である。これによって、第1A層13, 13'の硬度と、第1A層13, 13'の耐酸化性を向上することができる。該eは、0.002以上であることが好ましく、0.005以上であることがより好ましく、0.01以上であることが更に好ましい。該eは、0.04以下であることが好ましく、0.03以下であることがより好ましく、0.02以下であることが更に好ましい。該eは、0.002以上0.05以下であることが好ましく、0.005以上0.03以下であることがより好ましく、0.01以上0.02以下であることが更に好ましい。

【0092】

上記dおよび上記eは、上記「aおよびbの測定方法」と同様の方法で求められる。なお、同一の切削工具1で測定する限り、測定箇所を任意に選択しても、測定結果にばらつきがないことが確認されている。

40

【0093】

上記aおよび上記dは、 $d > a$ の関係を満たす。これによって、被膜3の「耐熱性」および「耐酸化性」を向上することができる。

【0094】

(第1単位層の平均厚みおよび第3単位層の平均厚み)

第1単位層12の平均厚みは、0.002 μm以上0.2 μm以下であり、且つ第3単位層17の平均厚みは、0.002 μm以上0.2 μm以下であることが好ましい。これによると、被膜3の表面で発生したクラックの進展を更に抑制することができる。第1単

50

位層 1 2 の平均厚みの下限は、 $0.002 \mu\text{m}$ 以上であることが好ましく、 $0.005 \mu\text{m}$ 以上であることがより好ましく、 $0.01 \mu\text{m}$ 以上であることが更に好ましい。第 1 単位層 1 2 の平均厚みの上限は、 $0.2 \mu\text{m}$ 以下であることが好ましく、 $0.15 \mu\text{m}$ 以下であることがより好ましく、 $0.1 \mu\text{m}$ 以下であることが更に好ましい。第 1 単位層 1 2 の平均厚みは、 $0.005 \mu\text{m}$ 以上 $0.15 \mu\text{m}$ 以下であることがより好ましく、 $0.01 \mu\text{m}$ 以上 $0.1 \mu\text{m}$ 以下であることが更に好ましい。第 3 単位層 1 7 の平均厚みの下限は、 $0.002 \mu\text{m}$ 以上であることが好ましく、 $0.005 \mu\text{m}$ 以上であることがより好ましく、 $0.01 \mu\text{m}$ 以上であることが更に好ましい。第 3 単位層 1 7 の平均厚みの上限は、 $0.2 \mu\text{m}$ 以下であることが好ましく、 $0.15 \mu\text{m}$ 以下であることがより好ましく、 $0.1 \mu\text{m}$ 以下であることが更に好ましい。第 3 単位層 1 7 の平均厚みは、 $0.005 \mu\text{m}$ 以上 $0.15 \mu\text{m}$ 以下であることがより好ましく、 $0.01 \mu\text{m}$ 以上 $0.1 \mu\text{m}$ 以下であることが更に好ましい。

10

【0095】

第 1 単位層 1 2 の平均厚みおよび第 3 単位層 1 7 の平均厚みは、上記第 1 A 層 1 3 , 1 3 ' の厚みの測定方法と同様の方法により求めることができる。

【0096】

第 1 単位層 1 2 と、該第 1 単位層 1 2 に隣接する第 3 単位層 1 7 とにおいて、該第 1 単位層 1 2 の厚み t_1 に対する、該第 3 単位層 1 7 の厚み t_3 の比 t_3/t_1 は、1 以上 5 以下であることが好ましい (図 5)。該第 3 単位層 1 7 の「熱伝導率」が低い為、該第 3 単位層 1 7 は、切削時に発生した熱を基材 2 に伝え難い性質を有する。その為、第 1 A 層 1 3 , 1 3 ' 中の第 3 単位層 1 7 の割合が相対的に増えると、被膜 3 中の A 1 量が増えることで切削工具 1 全体としての熱遮断性 (言い換えれば、「耐熱性」) が向上する為、特に刃先温度が高い条件下で実行される切削加工においても、「耐摩耗性」を向上することができる。 t_3/t_1 は、1 以上であることが好ましく、1.5 以上であることがより好ましく、2 以上であることが更に好ましい。 t_3/t_1 は、5 以下であることが好ましく、4 以下であることがより好ましく、3 以下であることが更に好ましい。 t_3/t_1 は、1 以上 5 以下であることが好ましく、1.5 以上 4 以下であることがより好ましく、2 以上 3 以下であることが更に好ましい。

20

【0097】

第 1 A 層 1 3 , 1 3 ' において、第 1 単位層 1 2 及び第 3 単位層 1 7 のそれぞれの積層数は、10 以上 500 以下であることが好ましい。これによると、「第 1 単位層 1 2 と第 3 単位層 1 7 とを積層することにより、硬度と圧縮残留応力とをバランス良く向上させるという効果」を得易い傾向がある。第 1 A 層 1 3 , 1 3 ' において、第 1 単位層 1 2 及び第 3 単位層 1 7 のそれぞれの積層数は、100 以上 400 以下であることがより好ましく、200 以上 350 以下であることが更に好ましい。

30

【0098】

第 1 A 層 1 3 , 1 3 ' において、第 1 単位層 1 2 及び第 3 単位層 1 7 のそれぞれの積層数は、上記「第 1 単位層 1 2 及び第 2 単位層 1 5 のそれぞれの積層数」の測定方法と同様の方法により求めることができる。

【0099】

< 第 2 層 >

被膜 3 は、基材 2 と、第 1 A 層 1 3 , 1 3 ' との間に配置される第 2 層 1 6 を更に含み、該第 2 層 1 6 の組成は、第 1 単位層 1 2 の組成または第 3 単位層 1 7 の組成と同一であることが好ましい (図 3 および図 4)。これによって、該基材 2 と該被膜 3 との密着性を高めることができる。

40

【0100】

また、第 2 層 1 6 の組成は、第 1 単位層 1 2 の組成と同一である場合においては、切削初期に基材 2 が露出したとしても、基材 2 と被膜 3 との界面からの酸化を抑制することができる。

【0101】

50

第2層16の組成は、第1単位層12の組成と同一である場合において、該第2層16の厚みは、該第1単位層12の厚みより厚いことが好ましい。これによって、該基材2と該被膜3との密着性をより高めることができる。また、切削初期に基材2が露出したとしても、基材2と被膜3との界面からの酸化を更に抑制することができる。なお、「該第2層16の厚みは、該第1単位層12の厚みより厚い」とは、「該第2層16の厚みは、該第1単位層12の厚みの1.0倍超である」と言い換えることができる。該第2層16の厚みは、該第1単位層12の厚みの2.0倍以上であることが好ましく、4.0倍以上であることがより好ましく、10.0倍以上であることが更に好ましい。該第2層16の厚みは、該第1単位層12の厚みの200倍以下であることが好ましく、120倍以下であることがより好ましく、50倍以下であることが更に好ましい。該第2層16の厚みは、該第1単位層12の厚みの2.0倍以上200倍以下であることが好ましく、4.0倍以上120倍以下であることがより好ましく、10.0倍以上50倍以下であることが更に好ましい。

10

【0102】

第2層16の組成は、第1単位層12の組成と同一である場合、第2層16の厚みは0.1 μ m以上であることが好ましい。第2層16の厚みが0.1 μ m未満であると、第2層16を第1単位層12と同一の組成とすることによる基材2と被膜3との界面からの酸化の抑制効果を得難い傾向にある。第2層16の組成は、第1単位層12の組成と同一である場合、第2層16の厚みは0.3 μ m以上であることがより好ましく、0.4 μ m以上であることが更に好ましい。また、第2層16の厚みの上限値は特に限定されないが、2 μ mを超えると、上述の酸化の抑制効果を更に向上することができない傾向にある。よって、コスト面を考慮すると、第2層16の厚みは2 μ m以下が好ましい。

20

【0103】

第2層16の組成は、第1単位層12の組成と同一である場合、第1単位層12と同一の組成を有する第2層16の直上に、第1A層13, 13'の第1単位層12が積層されてもよく(図4)、又、第2単位層15が積層されてもよい(図3)。なお、第2層16の組成は、第1単位層12の組成と同一である場合で、且つ該第2層16の直上に第1A層13, 13'の第1単位層12が積層された場合、第2層16と第1A層13, 13'の第1単位層12とは連続した結晶構造を有する。

【0104】

第2層16の組成は、第3単位層17の組成と同一である場合においては、第3単位層17は応力が小さい傾向にあることから、特に、負荷が刃先に繰り返しかかるようなフライス加工やエンドミル加工等の断続加工において、被膜3の耐剥離性を向上することができる。

30

【0105】

第2層16の組成は、第3単位層17の組成と同一である場合において、該第2層16の厚みは、該第3単位層17の厚みより厚いことが好ましい。これによって、特に、負荷が刃先に繰り返しかかるようなフライス加工やエンドミル加工等の断続加工において、被膜3の耐剥離性を更に向上することができる。なお、「該第2層16の厚みは、該第3単位層17の厚みより厚い」とは、「該第2層16の厚みは、該第3単位層17の厚みの1.0倍超である」と言い換えることができる。該第2層16の厚みは、該第3単位層17の厚みの2.0倍以上であることが好ましく、4.0倍以上であることがより好ましく、10.0倍以上であることが更に好ましい。該第2層16の厚みは、該第3単位層17の厚みの200倍以下であることが好ましく、120倍以下であることがより好ましく、50倍以下であることが更に好ましい。該第2層16の厚みは、該第3単位層17の厚みの2.0倍以上200倍以下であることが好ましく、4.0倍以上120倍以下であることがより好ましく、10.0倍以上50倍以下であることが更に好ましい。

40

【0106】

第2層16の組成は、第3単位層17の組成と同一である場合、第2層16の厚みは0.1 μ m以上が好ましい。第2層16の厚みが0.1 μ m未満であると、第2層16を第

50

3 単位層 1 7 と同一の組成とすることによる耐剥離性の向上効果を得難い傾向にある。第 2 層 1 6 の組成は、第 3 単位層 1 7 の組成と同一である場合、第 2 層 1 6 の厚みは 0 . 3 μm 以上であることがより好ましく、0 . 4 μm 以上であることが更に好ましい。また、第 2 層 1 6 の厚みの上限値は特に限定されないが、2 μm を超えると、上述の耐剥離性の更なる向上が認められない傾向にある。よって、コスト面を考慮すると、第 2 層 1 6 の厚みは 2 μm 以下が好ましい。

【 0 1 0 7 】

第 2 層 1 6 の組成は、第 3 単位層 1 7 の組成と同一である場合、第 3 単位層 1 7 と同一の組成を有する第 2 層 1 6 の直上に、第 1 A 層 1 3 , 1 3 ' の第 1 単位層 1 2 が積層されてもよく (図 4)、又、第 3 単位層 1 7 が積層されてもよい (図 3)。なお、第 2 層 1 6 の組成は、第 3 単位層 1 7 の組成と同一である場合で、且つ該第 2 層 1 6 の直上に第 1 A 層 1 3 , 1 3 ' の第 3 単位層 1 7 が積層された場合、第 2 層 1 6 と第 1 A 層 1 3 , 1 3 ' の第 3 単位層 1 7 とは連続した結晶構造を有する。

10

【 0 1 0 8 】

[実施形態 3 : 切削工具の製造方法]

実施形態 3 では、実施形態 1 または実施形態 2 の切削工具の製造方法について説明する。該製造方法は、基材を準備する第 1 工程と、該基材上に被膜を形成する第 2 工程とを備える。該第 2 工程は、第 1 層又は第 1 A 層を形成する工程を含む。各工程の詳細について、以下に説明する。

【 0 1 0 9 】

第 1 工程

第 1 工程では、基材を準備する。基材は、実施形態 1 に記載の基材を用いることができる。

20

【 0 1 1 0 】

例えば、基材として超硬合金を用いる場合は、市販の基材を用いてもよく、一般的な粉末冶金法で製造してもよい。一般的な粉末冶金法で製造する場合、例えば、ボールミル等によって WC 粉末と Co 粉末等とを混合して混合粉末を得る。該混合粉末を乾燥した後、所定の形状に成形して成形体を得る。さらに該成形体を焼結することにより、WC - Co 系超硬合金 (焼結体) を得る。次いで該焼結体に対して、ホーニング処理等の所定の刃先加工を施すことにより、WC - Co 系超硬合金からなる基材を製造することができる。上記以外の基材であっても、この種の基材として従来公知のものであればいずれも準備可能である。

30

【 0 1 1 1 】

第 2 工程

第 2 工程では、基材上に被膜を形成する。該第 2 工程は、第 1 層又は第 1 A 層を形成する工程を含む。

【 0 1 1 2 】

「第 1 層を形成する工程」では、物理蒸着 (Physical Vapor Deposition ; PVD) 法を用いて、第 1 単位層と、第 2 単位層とを交互に積層することにより第 1 層を形成する。また、「第 1 A 層を形成する工程」では、PVD 法を用いて、第 1 単位層と、第 3 単位層とを交互に積層することにより第 1 A 層を形成する。第 1 層又は第 1 A 層を含む被膜の耐摩耗性を向上させるためには、結晶性の高い化合物からなる層を形成することが好ましい。本発明者らは、第 1 層および第 1 A 層の形成方法として種々の方法を検討した結果、物理的蒸着法を用いることが好ましいことを見出した。

40

【 0 1 1 3 】

PVD 法としては、カソードアークイオンプレーティング法、バランスドマグネトロンスパッタリング法およびアンバランスドマグネトロンスパッタリング法、HiPIMS 法からなる群より選択される少なくとも 1 種を用いることができる。特に、原料元素のイオン化率の高いカソードアークイオンプレーティング法を用いることが好ましい。カソードアークイオンプレーティング法を用いた場合には、第 1 層を形成する前に、基材の表面に

50

対して金属のイオンボンバードメント処理が可能となるため、基材と、第1層を含む被膜との密着性が格段に向上する。

【0114】

カソードアークイオンプレーティング法は、例えば、装置内に基材を設置するとともにカソードとしてターゲットを設置した後に、ターゲットに高電圧を印加してアーク放電を生じさせることによってターゲットを構成する原子をイオン化して蒸発させて、基材上に物質を堆積させることにより行なうことができる。

【0115】

バランスドマグネトロンスパッタリング法は、例えば、装置内に基材を設置するとともに平衡な磁場を形成する磁石を備えたマグネロン電極上にターゲットを設置し、マグネ

10

【0116】

アンバランスドマグネトロンスパッタリング法は、例えば、上記のバランスドマグネトロンスパッタリング法におけるマグネロン電極により発生する磁場を非平衡にして行なうことができる。さらに高電圧を印可でき緻密な膜が得られるHiPIMS法を用いることもできる。

【0117】

<その他の工程>

20

上記第2工程は、上記の「第1層又は第1A層を形成する工程」に加えて、表面研削、ショットブラストなどの表面処理工程を含むことができる。また、上記第2工程は、上記の「第1層又は第1A層を形成する工程」に加えて、他の層（下地層（第2層）、中間層、表面層（第3層）など）を形成する工程を含むことができる。被膜が他の層（下地層（第2層）、中間層、表面層（第3層）など）を含む場合は、これらの層は従来公知の方法で形成することができる。これらの他の層は従来公知の化学気相蒸着法や物理的蒸着法により形成することができる。一つの物理的蒸着装置内において、他の層を第1単位層と、第2単位層又は第3単位層と連続的に形成できるという観点から、他の層は物理的蒸着法により形成することが好ましい。

【実施例】

30

【0118】

本実施の形態を実施例によりさらに具体的に説明する。ただし、これらの実施例により本実施の形態が限定されるものではない。

【0119】

[実施例1]

切削工具の作製

<試料1-1~1-24、1-101~1-110に係る切削工具の作製>

(第1工程：基材を準備する工程)

図6は、本実施例で用いたカソードアークイオンプレーティング装置の模式的な断面図であり、図7は、図6の装置の概略上面図である。

40

【0120】

図6及び図7の装置において、チャンバ101内に、被膜の金属原料となる合金製ターゲットである第1単位層用のカソード106、第2単位層用のカソード107及び第3層用のカソード120と、基材2を設置するための回転式の基材ホルダ104とが取り付けられている。カソード106にはアーク電源108が取り付けられ、カソード107にはアーク電源109が取り付けられている。また、基材ホルダ104には、バイアス電源110が取り付けられている。また、チャンバ101内には、ガス105が導入されるガス導入口が設けられるとともにチャンバ101内の圧力を調節するためにガス排出口103が設けられており、ガス排出口103から真空ポンプによりチャンバ101内のガスを吸引できる構造となっている。

50

【 0 1 2 1 】

基材ホルダ 1 0 4 に、基材 2 としてグレードが J I S 規格 P 3 0 の超硬合金であって、形状が J I S 規格の C N M G 1 2 0 4 0 8 のチップと住友電工ハードメタル株式会社製 S E M T 1 3 T 3 A G S N のチップとを装着した。

【 0 1 2 2 】

次に、真空ポンプによりチャンバ 1 0 1 内を減圧するとともに、基材 2 を回転させながら装置内に設置されたヒータにより温度を 5 0 0 に加熱し、チャンバ 1 0 1 内の圧力が 1.0×10^{-4} Pa となるまで真空引きを行なった。次に、ガス導入口からアルゴンガスを導入してチャンバ 1 0 1 内の圧力を 2.0 Pa に保持し、バイアス電源 1 1 0 の電圧を徐々に上げながら - 1 0 0 0 V とし、基材 2 の表面のクリーニングを 1 5 分間行なった。その後、チャンバ 1 0 1 内からアルゴンガスを排気することによって基材を洗浄した（アルゴンボンバード処理）。以上によって、試料 1 - 1 ~ 1 - 2 4、1 - 1 0 1 ~ 1 - 1 1 0 に係る切削工具の基材を準備した。

10

【 0 1 2 3 】

（第 2 工程：基材上に被膜を形成する工程）

次に、基材 2 を中央で回転させた状態で、反応ガスとして窒素を導入しながら、基材 2 の温度を 5 0 0、反応ガス圧を 2.0 Pa、バイアス電源 1 1 0 の電圧を - 5 0 V ~ - 2 0 0 V の範囲のある一定値に維持したまま、カソード 1 0 6、1 0 7 にそれぞれ 1 2 0 A のアーク電流を供給することによって、カソード 1 0 6、1 0 7 から金属イオンを発生させて、基材上に表 1 および表 2 に示される組成を有する第 2 層および第 1 層を形成した。なお、カソード 1 0 6 の組成は T i、A l、C e の比率が、表 1 および表 2 の第 1 単位層の組成の比率と同一になるように調整してある。また、カソード 1 0 7 の組成は、V、A l の比率が、表 1 および表 2 の第 2 単位層の組成の比率と同一になるように調整してある。

20

【 0 1 2 4 】

第 2 層が形成されている場合、第 1 層は、該第 2 層上に第 1 単位層と第 2 単位層とを 1 層ずつ交互に、表 1 および表 2 に示される積層数をそれぞれ積層することにより形成した。第 2 層が形成されていない場合、第 1 層は、基材上に第 1 単位層と第 2 単位層とを 1 層ずつ交互に、表 1 および表 2 に示される積層数をそれぞれ積層することにより形成した。また、第 2 層の厚み、第 1 層中における第 1 単位層及び第 2 単位層のそれぞれの厚み及び積層数は、基材の回転速度で調整した。そして、第 2 層および第 1 層の厚みがそれぞれ表 1 および表 2 に示される厚みとなったところで蒸発源に供給する電流をストップした。

30

【 0 1 2 5 】

次に、チャンバ 1 0 1 内に反応ガスとして窒素とメタンガスとを導入しながら、基材 2 の温度を 4 0 0、反応ガス圧を 2.0 Pa、バイアス電源 1 1 0 の電圧を - 3 0 0 V に維持したまま、カソード 1 2 0 に 1 0 0 A のアーク電流を供給することによって、カソード 1 2 0 から金属イオンを発生させて、第 1 層上に第 3 層を形成した。第 3 層の厚みが表 1 および表 2 に示される厚みとなったところで蒸発源に供給する電流をストップした。なお、カソード 1 2 0 の組成は、T i、A l、C e の比率が、表 1 および表 2 の第 3 層の組成の比率と同一になるように調整してある。又、第 3 層の組成の窒素と炭素との比率は、窒素の導入量とメタンガスの導入量との比によって調整した。以上により、試料 1 - 1 ~ 1 - 2 4、1 - 1 0 1 ~ 1 - 1 1 0 に係る切削工具が作製された。

40

【 0 1 2 6 】

50

【表 1】

Table 1

試料 No.	第 1 層						第 2 層				第 3 層		被膜の厚み [μm]	切削試験 1 切削時間 [分]	切削試験 2 切削長 [km]	
	第 1 単位層		第 2 単位層		平均厚み [μm]	c	λ 2/ λ 1	c-a	積層数	厚み [μm]	組成	厚み [μm]				
	a	b	平均厚み [μm]	平均厚み [μm]												
1-1	0.350	0.010	0.001	0.70	0.001	0.001	0.001	1	1500	3.0	-	-	3.0	66	3.8	
1-2	0.650	0.100	0.003	0.70	0.02	0.02	0.02	6.7	280	6.4	-	-	6.4	62	3.4	
1-3	0.550	0.001	0.002	0.65	0.005	0.005	0.005	2.5	1500	10.5	-	-	10.5	110	7.1	
1-4	0.550	0.100	0.100	0.70	0.250	0.250	0.250	2.5	10	3.5	-	-	3.5	63	3.6	
1-5	0.500	0.015	0.002	0.40	0.003	0.003	0.003	1.5	700	3.5	-	-	3.5	86	5.2	
1-6	0.500	0.010	0.005	0.75	0.005	0.005	0.005	1.0	300	3.0	-	-	3.0	83	5.0	
1-7	0.500	0.010	0.005	0.70	0.005	0.005	0.005	1	300	3.0	-	-	3.0	82	4.8	
1-8	0.450	0.015	0.3	0.65	0.2	0.65	0.2	0.7	7	3.5	-	-	3.5	64	3.5	
1-9	0.400	0.015	0.002	0.60	0.002	0.002	0.002	1	1000	4.0	-	-	4.0	91	5.5	
1-10	0.600	0.030	0.2	0.70	0.2	0.70	0.2	1	8	3.2	-	-	3.2	84	5.0	
1-11	0.600	0.040	0.002	0.65	0.002	0.002	0.002	1	800	3.2	-	-	3.2	83	4.9	
1-12	0.550	0.050	0.2	0.65	0.2	0.65	0.2	1	9	3.6	-	-	3.6	89	5.1	
1-13	0.580	0.020	0.005	0.70	0.005	0.005	0.005	1	300	3.0	Ti0.400Al0.580Ce0.020N	-	3.6	71	4.3	
1-14	0.500	0.020	0.010	0.65	0.010	0.010	0.010	1	200	4.0	Al0.65V0.35N	-	4.4	70	4.1	
1-15	0.495	0.005	0.15	0.70	0.150	0.150	0.150	1	15	4.5	Ti0.500Al0.495Ce0.005N	-	5.1	73	6.1	
1-16	0.500	0.020	0.003	0.70	0.008	0.008	0.008	2.7	274	3.0	Ti0.480Al0.500Ce0.020N	-	3.5	90	6.0	
1-17	0.500	0.020	0.002	0.70	0.010	0.010	0.010	5	300	3.6	Ti0.480Al0.500Ce0.020N	-	4.0	82	5.3	
1-18	0.500	0.020	0.005	0.70	0.005	0.005	0.005	1	300	3.0	Ti0.480Al0.500Ce0.020N	-	3.5	62	4.7	
1-19	0.500	0.020	0.15	0.70	0.150	0.150	0.150	1	10	3.0	-	Ti0.48Al0.5Ce0.02CN	0.8	3.8	80	4.5
1-20	0.500	0.020	0.005	0.70	0.005	0.005	0.005	1	300	3.0	-	Ti0.48Al0.5Ce0.02CN	0.6	3.6	88	5.0
1-21	0.400	0.020	0.005	0.70	0.005	0.005	0.005	1	320	3.2	-	Ti0.58Al0.4Ce0.02CN	0.5	3.7	70	4.1
1-22	0.500	0.020	0.005	0.70	0.005	0.005	0.005	1	350	3.5	-	Ti0.48Al0.5Ce0.02CN	0.5	4.0	99	6.4
1-23	0.500	0.020	0.05	0.70	0.050	0.050	0.050	1	30	3.0	Ti0.480Al0.500Ce0.020N	0.5	4.0	85	4.7	
1-24	0.480	0.040	0.15	0.70	0.150	0.150	0.150	1	10	3.0	Ti0.480Al0.480Ce0.040N	0.6	4.1	76	5.8	

10

20

30

40

【 0 1 2 7 】

50

【表 2】

Table 2

試料 No.	第1単位層			第2単位層			第1層			第2層		第3層		被膜の厚み [μm]	切削試験1 切削時間 [分]	切削試験2 切削長 [km]
	a	b	平均厚み [μm]	c	平均厚み [μm]	c-a	λ2/λ1	積層数	厚み [μm]	組成	厚み [μm]	組成				
	1-101	0.300	0.010	0.005	0.65	0.008	0超	1.6	300	3.9	-	-	-	-	3.9	36
1-102	0.700	0.010	0.005	0.71	0.005	0超	1.0	300	3.0	-	-	-	-	3.0	29	1.3
1-103	0.550	0	0.005	0.65	0.01	0超	2.0	200	3.0	-	-	-	-	3.0	28	1.2
1-104	0.550	0.150	0.005	0.65	0.005	0超	1.0	320	3.2	-	-	-	-	3.2	25	1.0
1-105	0.550	0.020	0.005	0.35	0.02	0超	4.0	140	3.5	-	-	-	-	3.5	35	1.6
1-106	0.550	0.020	0.005	0.80	0.005	0超	1.0	300	3.0	-	-	-	-	3.0	30	1.4
1-107	0.640	0.015	0.005	0.60	0.006	0以下	1.2	300	3.3	-	-	-	-	3.3	27	1.2
1-108	0.600	0.010	3.4	-	-	-	-	-	3.4	-	-	-	-	3.4	24	0.9
1-109	0.500	0	0.005	0.70	0.005	0超	1	350	3.5	Ti0.500Al0.500N	0.5	-	-	4.0	34	1.5
1-110	-	-	-	0.60	4.0	-	-	-	4.0	-	-	-	-	4.0	25	1.0

10

20

30

40

【 0 1 2 8 】

評価

各試料に係る切削工具について、第1単位層の組成（すなわち、a及びb）、第2単位層の組成（すなわち、c）、第2層の組成、第3層の組成、積層数、第1単位層の平均厚み、第2単位層の平均厚み、第1層の厚み、第2層の厚み、第3層の厚み、及び 2 / 1を測定した。

【 0 1 2 9 】

< 第1単位層の組成（a及びb）の測定 >

各試料の切削工具について、上記aを実施形態1に記載の方法により求めた。得られた

50

結果をそれぞれ表 1 および表 2 の「a」の欄に記す。また、各試料の切削工具について、上記 b を実施形態 1 に記載の方法により求めた。得られた結果をそれぞれ表 1 および表 2 の「b」の欄に記す。

【0130】

< 第 2 単位層の組成 (c) の測定 >

各試料の切削工具について、上記 c を実施形態 1 に記載の方法により求めた。得られた結果をそれぞれ表 1 および表 2 の「c」の欄に記す。

【0131】

< 第 2 層の組成および第 3 層の組成の測定 >

各試料の切削工具について、第 2 層の組成を実施形態 1 に記載の方法により求めた。得られた結果をそれぞれ表 1 および表 2 の「第 2 層」の欄における「組成」の欄に記す。また、各試料の切削工具について、第 3 層の組成を実施形態 1 に記載の方法により求めた。得られた結果をそれぞれ表 1 および表 2 の「第 3 層」の欄における「組成」の欄に記す。なお、表 1 および表 2 の「第 2 層」の欄における「組成」の欄に「-」と記載されている場合は、第 2 層が存在しないことを意味し、表 1 および表 2 の「第 3 層」の欄における「組成」の欄に「-」と記載されている場合は、第 3 層が存在しないことを意味する。

10

【0132】

< 積層数の測定 >

各試料の切削工具について、上記積層数を実施形態 1 に記載の方法により求めた。得られた結果をそれぞれ表 1 および表 2 の「積層数」の欄に記す。

20

【0133】

< 第 1 単位層の平均厚み、第 2 単位層の平均厚み、第 1 層の厚み、第 2 層の厚み、及び第 3 層の厚みの測定 >

各試料の切削工具について、第 1 単位層の平均厚みを実施形態 1 に記載の方法により求めた。得られた結果をそれぞれ表 1 および表 2 の「第 1 単位層」の欄における「平均厚み [μm]」の欄に記す。また、各試料の切削工具について、第 2 単位層の平均厚みを実施形態 1 に記載の方法により求めた。得られた結果をそれぞれ表 1 および表 2 の「第 2 単位層」の欄における「平均厚み [μm]」の欄に記す。また、各試料の切削工具について、第 1 層の厚みを実施形態 1 に記載の方法により求めた。得られた結果をそれぞれ表 1 および表 2 の「第 1 層」の欄における「厚み [μm]」の欄に記す。また、各試料の切削工具について、第 2 層の厚みを実施形態 1 に記載の方法により求めた。得られた結果をそれぞれ表 1 および表 2 の「第 2 層」の欄における「厚み [μm]」の欄に記す。また、各試料の切削工具について、第 3 層の厚みを実施形態 1 に記載の方法により求めた。得られた結果をそれぞれ表 1 および表 2 の「第 3 層」の欄における「厚み [μm]」の欄に記す。なお、表 1 および表 2 の「第 1 単位層」の欄における「平均厚み [μm]」の欄に「-」と記載されている場合は、第 1 単位層が存在しないことを意味する。表 1 および表 2 の「第 2 単位層」の欄における「平均厚み [μm]」の欄に「-」と記載されている場合は、第 2 単位層が存在しないことを意味する。表 1 および表 2 の「第 2 層」の欄における「厚み [μm]」の欄に「-」と記載されている場合は、第 2 層が存在しないことを意味する。表 1 および表 2 の「第 3 層」の欄における「厚み [μm]」の欄に「-」と記載されている場合は、第 3 層が存在しないことを意味する。

30

40

【0134】

< 2 / 1 の測定 >

各試料の切削工具について、上記 2 / 1 を実施形態 1 に記載の方法により求めた。得られた結果をそれぞれ表 1 および表 2 の「2 / 1」の欄に記す。なお、表 1 および表 2 の「2 / 1」の欄に「-」と記載されている場合は、第 1 単位層および第 2 単位層のうち少なくとも何れかが存在しないことを意味する。

【0135】

< 切削工具の寿命評価 >

(切削試験 1 : 連続旋削試験)

50

試料 1 - 1 ~ 1 - 2 4、1 - 1 0 1 ~ 1 - 1 1 0 の C N M G 1 2 0 4 0 8 形状の切削工具について、以下の切削条件で乾式の連続旋削試験を実行し、刃先の逃げ面摩耗量が 0 . 2 m m になるまでの時間を測定した。結果を表 1 および表 2 の「切削時間 [分]」の欄に記す。なお、表 1 および表 2 において、切削時間が長いことは、工具寿命が長いことを示す。

(切削条件)

- ・被削材：S C M 4 4 0 (H B = 3 0 0)
- ・切削速度：2 5 0 m / m i n
- ・送り速度：0 . 3 m m / r e v
- ・切り込み：2 . 0 m m
- ・クーラント：ドライ

10

上記切削条件で実行される切削加工は、難削材の高速高能率加工であり、刃先温度が高い条件下で実行される切削加工に該当する。

【 0 1 3 6 】

試料 1 - 1 ~ 1 - 2 4 に係る切削工具は、試料 1 - 1 0 1 ~ 1 - 1 1 0 に係る切削工具に比して、連続旋削試験において、刃先の逃げ面摩耗量が大きく低減していることが確認された。すなわち、試料 1 - 1 ~ 1 - 2 4 に係る切削工具は、試料 1 - 1 0 1 ~ 1 - 1 1 0 に係る切削工具に比して、特に刃先温度が高い条件下で実行される切削加工においても長い工具寿命を有することが確認された。

【 0 1 3 7 】

20

(切削試験 2 : フライス試験)

試料 1 - 1 ~ 1 - 2 4、1 - 1 0 1 ~ 1 - 1 1 0 の S E M T 1 3 T 3 A G S N 形状の切削工具について、難削材からなる幅 1 5 0 m m の板の中心線と、それより幅の広い 1 6 0 m m のカッターの中心を合わせて、以下の切削条件で表面フライス削りを実行し(すなわち、乾式のフライス試験を実行し)、刃先の逃げ面摩耗量が 0 . 2 m m になるまでの切削長を測定した。結果を表 1 および表 2 の「切削長 [k m]」の欄に記す。なお、表 1 および表 2 において、切削長が長いことは、工具寿命が長いことを示す。

(切削条件)

- ・被削材：S K D 1 1 (H B = 2 3 5)
- ・切削速度：1 8 0 m / m i n
- ・送り速度：0 . 1 5 m m / t
- ・軸方向切り込み a p : 1 . 5 m m
- ・径方向切り込み a e : 1 5 0 m m
- ・クーラント：ドライ

30

上記切削条件で実行される切削加工は、難削材の高速高能率及びドライ条件下のフライス加工であり、刃先温度が高い条件下で実行される切削加工に該当する。

【 0 1 3 8 】

試料 1 - 1 ~ 1 - 2 4 に係る切削工具は、試料 1 - 1 0 1 ~ 1 - 1 1 0 に係る切削工具に比して、刃先の切削長さが大きく増加していることが確認された。すなわち、試料 1 - 1 ~ 1 - 2 4 に係る切削工具は、試料 1 - 1 0 1 ~ 1 - 1 1 0 に係る切削工具に比して、特に刃先温度が高い条件下で実行される切削加工においても長い工具寿命を有することが確認された。

40

【 0 1 3 9 】

[実施例 2]

切削工具の作製

< 試料 2 - 1 ~ 2 - 1 8、2 - 1 0 1 ~ 2 - 1 0 7、2 - 1 0 9 ~ 2 - 1 1 1 に係る切削工具の作製 >

第 2 工程において、「基材上に「表 3 および表 4」に示される組成を有する第 2 層および「第 1 A 層」を形成した。なお、カソード 1 0 6 の組成は T i、A l、C e の比率が、「表 3 および表 4」の第 1 単位層の組成の比率と同一になるように調整してある。また、

50

カソード107の組成は、V、Al、「Si、B」の比率が、「表3および表4」の「第3単位層」の組成の比率と同一になるように調整してある。」点と、「第2層が形成されている場合、「第1A層」は、該第2層上に第1単位層と「第3単位層」とを1層ずつ交互に、「表3および表4」に示される積層数をそれぞれ積層することにより形成した。第2層が形成されていない場合、「第1A層」は、基材上に第1単位層と「第3単位層」とを1層ずつ交互に、「表3および表4」に示される積層数をそれぞれ積層することにより形成した。」点と、「第2層および「第1A層」の厚みがそれぞれ「表3および表4」に示される厚みとなったところで蒸発源に供給する電流をストップした。」点と、「第3層の厚みが「表3および表4」に示される厚みとなったところで蒸発源に供給する電流をストップした。なお、カソード120の組成は、Ti、Al、Ceの比率が、「表3および表4」の第3層の組成の比率と同一になるように調整してある。」点と、を除いては、上記試料1-1~1-24、1-101~1-110に係る切削工具と同様の方法により、試料2-1~2-18、2-101~2-107、2-109~2-111に係る切削工具が作製された。

【0140】

10

20

30

40

50

【表 3】

Table 3

試料 No.	第 1 単位層						第 1 A 層						第 2 層		第 3 層		被膜の厚み [μm]	切削試験 3 切削時間 [分]	切削試験 4 切削長 [μm]
	平均厚み [μm]		d	e	M	平均厚み [μm]	d-a	λ2/λ1	精密度	厚み [μm]	組成	厚み [μm]	組成	厚み [μm]	組成				
	a	b														平均厚み [μm]			
2-1	0.350	0.020	0.001	0.45	0.02	Si	0.003	0.3	900	3.6	-	-	-	-	3.6	76	6.8		
2-2	0.650	0.020	0.25	0.70	0.02	Si	0.3	0.3	7	3.9	-	-	-	-	3.9	75	5.5		
2-3	0.600	0.001	0.005	0.60	0.02	B	0.050	0.3	60	3.3	-	-	-	-	3.3	73	5.4		
2-4	0.550	0.100	0.006	0.60	0.02	B	0.005	0.3	300	3.3	-	-	-	-	3.3	71	5.1		
2-5	0.550	0.020	0.005	0.40	0.02	Si	0.005	0.3	1100	11.0	-	-	-	-	11.0	120	8.9		
2-6	0.600	0.010	0.005	0.75	0.02	B	0.005	0.3	300	3.0	-	-	-	-	3.0	91	6.5		
2-7	0.550	0.002	0.005	0.60	0.01	Si	0.005	0.3	300	3.0	-	-	-	-	3.0	90	6.3		
2-8	0.550	0.010	0.007	0.60	0.05	Si	0.008	0.3	500	7.5	-	-	-	-	7.5	109	8.1		
2-9	0.550	0.050	0.006	0.60	0.03	B	0.006	0.3	250	3.0	-	-	-	-	3.0	86	6.3		
2-10	0.600	0.020	0.006	0.65	0.03	Si	0.030	0.3	80	2.9	-	-	-	-	2.9	84	6.1		
2-11	0.650	0.020	0.002	0.66	0.03	Si	0.002	0.3	900	3.6	-	-	-	-	3.6	105	7.8		
2-12	0.650	0.010	0.2	0.66	0.05	B	0.3	0.3	6	3.0	-	-	-	-	3.0	85	6.2		
2-13	0.550	0.010	0.002	0.60	0.02	Si	0.002	0.3	800	3.2	-	-	-	-	3.2	93	6.8		
2-14	0.550	0.020	0.195	0.60	0.02	Si	0.2	0.3	8	3.2	-	-	-	-	3.2	89	6.4		
2-15	0.550	0.010	0.006	0.60	0.03	B	0.001	0.2	600	4.2	Ti0.410Al0.550Cr0.010N	-	-	-	4.5	74	5.9		
2-16	0.600	0.020	0.006	0.70	0.03	B	0.006	0.3	300	3.6	Al0.70V0.27B0.03N	-	-	-	4.0	99	6.6		
2-17	0.500	0.020	0.005	0.67	0.03	Si	0.005	0.3	300	3.0	-	-	-	-	3.0	98	6.5		
2-18	0.500	0.020	0.005	0.67	0.03	B	0.005	0.3	300	3.0	-	-	-	-	3.0	96	7.1		

【 0 1 4 1 】

10

20

30

40

50

【表 4】

Table 4

試料 No.	第 1 単位層			第 3 単位層			第 1 A 層			λ 2 / λ 1	積層数	第 2 層		第 3 層		被膜の厚み [μm]	切削試験 3 切削時間 [分]	切削試験 4 切削長 [km]
	a	b	平均厚み [μm]	d	e	M	平均厚み [μm]	d-a	λ 2 / λ 1			組成	厚み [μm]	組成	厚み [μm]			
2-101	0.300	0.020	0.005	0.65	0.02	Si	0.005	0 超	1	300	3	-	-	3.0	34	1.9		
2-102	0.700	0.020	0.005	0.65	0.02	B	0.005	0 超	1	300	3	-	-	3.0	36	2.0		
2-103	0.650	0	0.005	0.70	0.02	B	0.005	0 超	1	300	3	-	-	3.0	31	1.7		
2-104	0.600	0	0.005	0.65	0.02	B	0.005	0 超	1	300	3	-	-	3.0	29	1.6		
2-105	0.550	0.120	0.005	0.65	0.02	Si	0.005	0 以下	1	300	3	-	-	3.0	33	1.7		
2-106	0.600	0.020	0.005	0.35	0.02	Si	0.005	0 以下	1	300	3	-	-	3.0	37	2.2		
2-107	0.600	0.020	0.005	0.80	0.02	B	0.005	0 超	1	300	3	-	-	3.0	35	1.9		
2-109	0.600	0.020	0.005	0.65	0.07	Si	0.005	0 超	1	300	3	-	-	3.0	38	2.4		
2-110	0.600	0.020	0.005	0.70	0.02	B	0.005	0 以下	1	300	3	-	-	3.0	36	2.3		
2-111	0.550	0.020	3.5	-	-	-	-	-	-	-	3.5	-	-	3.5	25	1.2		

10

20

30

40

【 0 1 4 2 】

評価

各試料に係る切削工具について、第 1 単位層の組成（すなわち、a 及び b）、第 3 単位層の組成（すなわち、d 及び e）、第 2 層の組成、第 3 層の組成、積層数、第 1 単位層の平均厚み、第 3 単位層の平均厚み、第 1 A 層の厚み、第 2 層の厚み、第 3 層の厚み、及び 3 / 1 を測定した。

【 0 1 4 3 】

< 第 1 単位層の組成（a 及び b）の測定 >

各試料の切削工具について、上記 a を実施形態 1 に記載の方法により求めた。得られた

50

結果をそれぞれ表3および表4の「a」の欄に記す。また、各試料の切削工具について、上記bを実施形態1に記載の方法により求めた。得られた結果をそれぞれ表3および表4の「b」の欄に記す。

【0144】

<第3単位層の組成(d及びe)の測定>

各試料の切削工具について、上記dを実施形態2に記載の方法により求めた。得られた結果をそれぞれ表3および表4の「d」の欄に記す。また、各試料の切削工具について、上記eを実施形態2に記載の方法により求めた。得られた結果をそれぞれ表3および表4の「e」の欄に記す。なお、表3および表4において、「d」の欄および「e」の欄に「-」と記載されている場合は、第3単位層が存在しないことを意味する。

10

【0145】

<第2層の組成および第3層の組成の測定>

各試料の切削工具について、第2層の組成を実施形態1に記載の方法により求めた。得られた結果をそれぞれ表3および表4の「第2層」の欄における「組成」の欄に記す。また、各試料の切削工具について、第3層の組成を実施形態1に記載の方法により求めた。得られた結果をそれぞれ表3および表4の「第3層」の欄における「組成」の欄に記す。なお、表3および表4の「第2層」の欄における「組成」の欄に「-」と記載されている場合は、第2層が存在しないことを意味し、表3および表4の「第3層」の欄における「組成」の欄に「-」と記載されている場合は、第3層が存在しないことを意味する。

【0146】

<積層数の測定>

各試料の切削工具について、上記積層数を実施形態2に記載の方法により求めた。得られた結果をそれぞれ表3および表4の「積層数」の欄に記す。

20

【0147】

<第1単位層の平均厚み、第3単位層の平均厚み、第1A層の厚み、第2層の厚み、及び第3層の厚みの測定>

各試料の切削工具について、第1単位層の平均厚みを実施形態2に記載の方法により求めた。得られた結果をそれぞれ表3および表4の「第1単位層」の欄における「平均厚み[μm]」の欄に記す。また、各試料の切削工具について、第3単位層の平均厚みを実施形態2に記載の方法により求めた。得られた結果をそれぞれ表3および表4の「第3単位層」の欄における「平均厚み[μm]」の欄に記す。また、各試料の切削工具について、第1A層の厚みを実施形態2に記載の方法により求めた。得られた結果をそれぞれ表3および表4の「第1A層」の欄における「厚み[μm]」の欄に記す。また、各試料の切削工具について、第2層の厚みを実施形態1に記載の方法により求めた。得られた結果をそれぞれ表3および表4の「第2層」の欄における「厚み[μm]」の欄に記す。また、各試料の切削工具について、第3層の厚みを実施形態1に記載の方法により求めた。得られた結果をそれぞれ表3および表4の「第3層」の欄における「厚み[μm]」の欄に記す。なお、表3および表4の「第1単位層」の欄における「平均厚み[μm]」の欄に「-」と記載されている場合は、第1単位層が存在しないことを意味する。表3および表4の「第3単位層」の欄における「平均厚み[μm]」の欄に「-」と記載されている場合は、第3単位層が存在しないことを意味する。表3および表4の「第2層」の欄における「厚み[μm]」の欄に「-」と記載されている場合は、第2層が存在しないことを意味する。表3および表4の「第3層」の欄における「厚み[μm]」の欄に「-」と記載されている場合は、第3層が存在しないことを意味する。

30

40

【0148】

<3/1の測定>

試料2-1~2-18、2-101~2-107、2-109~2-110の切削工具について、上記3/1を実施形態2に記載の方法により求めた。得られた結果をそれぞれ表3および表4の「3/1」の欄に記す。なお、表3および表4の「3/1」の欄に「-」と記載されている場合は、第1単位層および第3単位層のうち少なくとも

50

何れかが存在しないことを意味する。

【0149】

< 切削工具の寿命評価 >

(切削試験 3 : 連続旋削試験)

試料 2 - 1 ~ 2 - 1 8、2 - 1 0 1 ~ 2 - 1 0 7、2 - 1 0 9 ~ 2 - 1 1 1 の C N M G 1 2 0 4 0 8 形状の切削工具について、以下の切削条件で乾式の連続旋削試験を実行し、刃先の逃げ面摩耗量が 0 . 2 mm になるまでの時間を測定した。結果を表 3 および表 4 の「切削時間 [分]」の欄に記す。なお、表 2 において、切削時間が長いことは、工具寿命が長いことを示す。

(切削条件)

- ・被削材：インコネル 7 1 8 (時効材：H B = 4 0 0)
- ・切削速度：6 5 m / m i n
- ・送り速度：0 . 1 5 m m / r e v
- ・切り込み：1 . 0 m m
- ・クーラント：ドライ

上記切削条件で実行される切削加工は、難削材の高速高能率加工であり、刃先温度が高い条件下で実行される切削加工に該当する。

【0150】

試料 2 - 1 ~ 2 - 1 8 に係る切削工具は、試料 2 - 1 0 1 ~ 2 - 1 0 7、2 - 1 0 9 ~ 2 - 1 1 1 に係る切削工具に比して、連続旋削試験において、刃先の逃げ面摩耗量が大きく低減していることが確認された。すなわち、試料 2 - 1 ~ 2 - 1 8 に係る切削工具は、試料 2 - 1 0 1 ~ 2 - 1 0 7、2 - 1 0 9 ~ 2 - 1 1 1 に係る切削工具に比して、特に刃先温度が高い条件下で実行される切削加工においても長い工具寿命を有することが確認された。

【0151】

(切削試験 4 : フライス試験)

試料 2 - 1 ~ 2 - 1 8、2 - 1 0 1 ~ 2 - 1 0 7、2 - 1 0 9 ~ 2 - 1 1 1 の S E M T 1 3 T 3 A G S N 形状の切削工具について、難削材からなる幅 1 5 0 m m の板の中心線と、それより幅の広い 1 6 0 m m のカッターの中心を合わせて、以下の切削条件で表面フライス削りを実行し (すなわち、乾式のフライス試験を実行し)、刃先の逃げ面摩耗量が 0 . 2 m m になるまでの切削長を測定した。結果を表 3 および表 4 の「切削長 [k m]」の欄に記す。なお、表 2 において、切削長が長いことは、工具寿命が長いことを示す。

(切削条件)

- ・被削材：F C D 7 0 0 (H B = 2 5 0)
- ・切削速度：2 5 0 m / m i n
- ・送り速度：0 . 2 m m / t
- ・軸方向切り込み a p : 2 . 0 m m
- ・径方向切り込み a e : 1 5 0 m m
- ・クーラント：ドライ

上記切削条件で実行される切削加工は、難削材の高速高能率及びドライ条件下のフライス加工であり、刃先温度が高い条件下で実行される切削加工に該当する。

【0152】

試料 2 - 1 ~ 2 - 1 8 に係る切削工具は、試料 2 - 1 0 1 ~ 2 - 1 0 7、2 - 1 0 9 ~ 2 - 1 1 1 に係る切削工具に比して、刃先の切削長が大きく増加していることが確認された。すなわち、試料 2 - 1 ~ 2 - 1 8 に係る切削工具は、試料 2 - 1 0 1 ~ 2 - 1 0 7、2 - 1 0 9 ~ 2 - 1 1 1 に係る切削工具に比して、特に刃先温度が高い条件下で実行される切削加工においても長い工具寿命を有することが確認された。

【0153】

以上のように本開示の実施の形態および実施例について説明を行なったが、上述の各実施の形態および実施例の構成を適宜組み合わせたり、様々に変形することも当初から予定

10

20

30

40

50

している。

【0154】

今回開示された実施の形態および実施例はすべての点で例示であって、制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した実施の形態および実施例ではなく請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味、および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。

【符号の説明】

【0155】

1 切削工具、2 基材、3 被膜、12 第1単位層、13, 13' 第1層, 第1A層、14 第3層、15 第2単位層、16 第2層、17 第3単位層、101 チャンバ 10
、103 ガス排出口、104 基材ホルダ、105 ガス、106, 107, 120 カ
ソード、108, 109 アーク電源、110 バイアス電源。

10

20

30

40

50

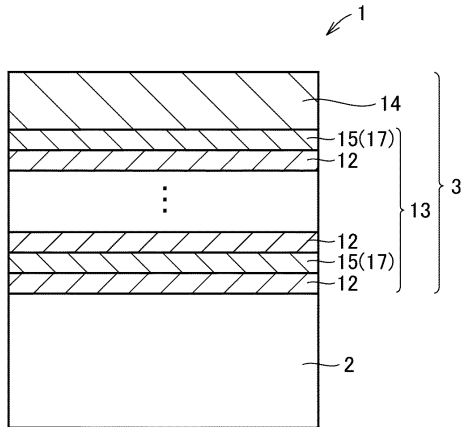
【要約】

切削工具は、基材と、前記基材上に配置された被膜と、を備える切削工具であって、前記被膜は、第1層を含み、前記第1層は、第1単位層と第2単位層とが交互に積層された交互層からなり、前記第1単位層は、 $Ti_{1-a}Al_cNb$ からなり、前記aは、 0.350 以上 0.650 以下であり、前記bは、 0.001 以上 0.100 以下であり、前記第2単位層は、 $AlV_{1-c}N$ からなり、前記cは、 0.40 以上 0.75 以下であり、前記aおよび前記cは、 $c > a$ の関係を満たす、切削工具。

【図面】

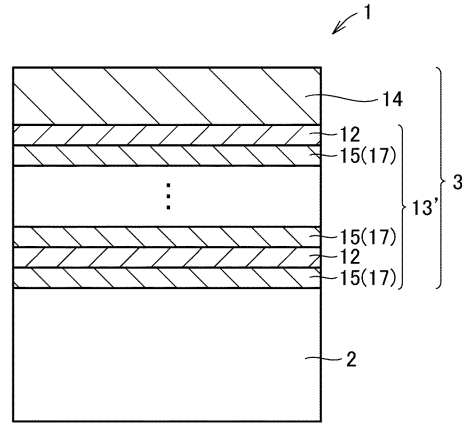
【図1】

FIG.1



【図2】

FIG.2

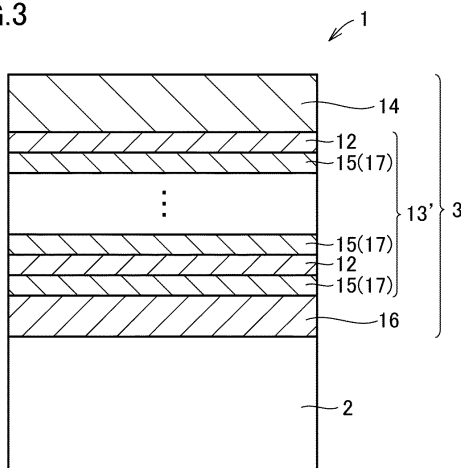


10

20

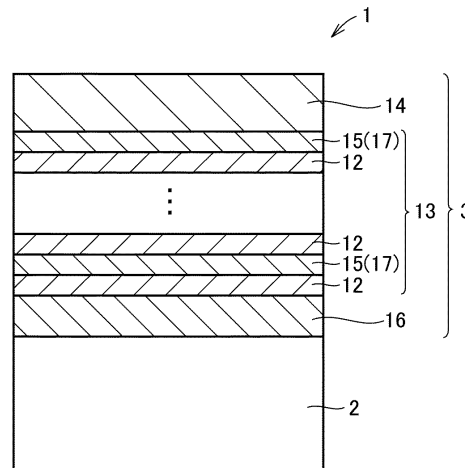
【図3】

FIG.3



【図4】

FIG.4

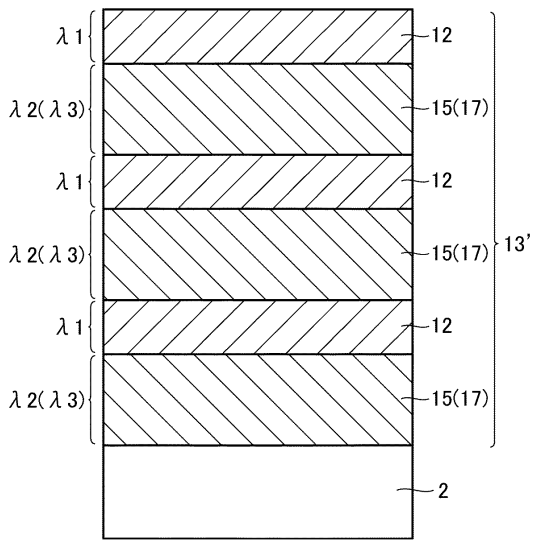


30

40

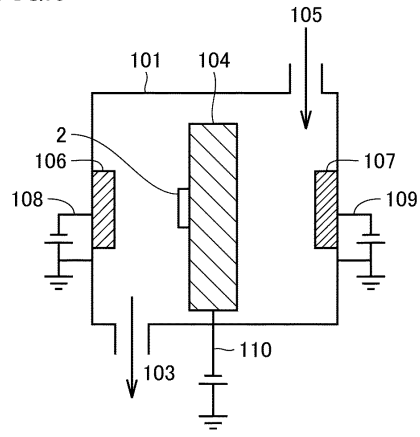
【 図 5 】

FIG.5



【 図 6 】

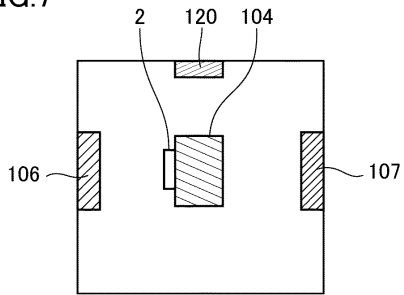
FIG.6



10

【 図 7 】

FIG.7



20

30

40

50

フロントページの続き

(72)発明者 田畑 敏広

大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友電気工業株式会社内

審査官 亀田 貴志

(56)参考文献 特開2005-22023(JP,A)

国際公開第2020/070967(WO,A1)

特開平9-323205(JP,A)

特開2014-162977(JP,A)

(58)調査した分野 (Int.Cl., DB名)

B23B 27/14

B23C 5/16

C23C 14/06

B23B 51/00